$P \subset T$ 

## 国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 GH1117-PCT	今後の手続きについては、		告の送付通知様式(PCT/ISA/220) を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP99/03086	国際出願日 (日.月.年) 09.0	6. 99	優先日 (日.月.年)	
出願人 (氏名又は名称) イビデン株	式会社		·	
国際調査機関が作成したこの国際調 この写しは国際事務局にも送付され		(PCT18\$	そ)の規定に従い出願人に送付する。	
この国際調査報告は、全部で 3	ページである。			
この調査報告に引用された先行	技術文献の写しも添付されて	ている。		
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除 この国際調査機関に提出さ				
b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。  □ この国際出願に含まれる書面による配列表				
□ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表				
□ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表				
□ 出願後に、この国際調査機	関に提出されたフレキシブ	ルディスクに	よる配列表	
<ul><li>□ 出願後に、この国際調査機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表</li><li>□ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。</li></ul>				
■ 書の徒出がめった。				
2. 請求の範囲の一部の調査ができない(第1欄参照)。				
3. □ 発明の単一性が欠如している(第Ⅱ欄参照)。				
4. 発明の名称は 🗓 出	頭人が提出したものを承認す	<sup>-</sup> る。		
□ 次(	こ示すように国際調査機関が	作成した。		
·				
5. 要約は 🗵 出願	頂人が提出したものを承認す	`る。		
国際		i人は、この国	47条(PCT規則38.2(b))の規定により 際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ る。	
6. 要約書とともに公表される図は、 第 <u>2</u> 図とする。  出願	<b>頁人が示したとおりである。</b>		□ なし	
区 出原	<b>重人は図を示さなかった。</b>			
	国は発明の特徴を一層よく表	している。		

# THIS PAGE BLANK (USPTO)

#### 国際調査報告

1

Α.	発明の属する分野の分類	(国際特許分類	( I	PC)	2
	a.				

"Int. C1° H05B3/28, H05B3/12"

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl<sup>a</sup> H05B3/28, H05B3/12, H05B3/20

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1940-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-1999年

日本国登録実用新案公報

1994-1999年

日本国実用新案登録公報 19

1996-1999年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献			
引用文献の		関連する	
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号	
X Y	JP,8-273815,A(日本特殊陶業株式会社) 18.10月.1996(18.10.96) 全文,第1-2図 全文,第1-2図	1-3, 5, 14 4, 6-8, 10, 11, 15, 16, 20	
A	全文,第1-2図(ファミリーなし)	9, 12, 13, 22-	
X	JP, 58-61591, A(日本電装株式会社) 12.4月.1983(12.04.83) 第2頁右上欄第18行~第2頁左下欄第11行 第2頁右上欄第18行~第2頁左下欄第11行 & US, 4449039, A	19, 21 4, 15, 20	

#### ス C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- \* 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 06.09.99 国際調査報告の発送日 14.09.99 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 3L 8920 井上 茂夫 野便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3336

# THIS PAGE BLANK (USPTO)



	関連すると認められる文献	関連する
引用文献の カデゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP, 57-870, A(松下電器産業株式会社) 5.1月.1982(05.01.82) 第2頁左下欄第8行〜右下欄第2行,第2図(ファミリーなし)	6, 16
Y	JP, 6-51658, A (東芝ライテック株式会社) 25. 2月. 1994 (25. 02. 94) 段落番号【0019】 (ファミリーなし)	7, 8, 10, 11
X	JP,8-273814,A(日本特殊陶業株式会社) 18.10月.1996(18.10.96) 全文,第1-3図 (ファミリーなし)	17, 18
	·	
		-

# THIS PAGE BLANK (USPTO)

#### (12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

#### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

#### (43) 国際公開日 2000 年12 月14 日 (14.12.2000)

**PCT** 

(10) 国際公開番号 WO 00/76273 A1

(51) 国際特許分類6:

H05B 3/28, 3/12

[JP/JP]; 〒501-0601 岐阜県揖斐郡揖斐川町北方1-1 イビデン株式会社内 Gifu (JP).

(21) 国際出願番号:

PCT/JP99/03086

(22) 国際出願日:

1999年6月9日 (09.06.1999)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): イビデン株式会社 (IBIDEN CO., LTD.) [JP/JP]; 〒503-0917 岐阜県大垣市神田町2丁目1番地 Gifu (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 古川正和 (FURUKAWA, Masakazu) [JP/JP]. 平松靖二 (HURA-MATSU, Yasuji) [JP/JP]. 伊藤康隆 (ITO, Yasutaka) (74) 代理人: 弁理士 小川順三, 外(OGAWA, Junzo et al.);

〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目8番9号 木挽館銀座 ビル Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): CN, KR, SG, US.

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

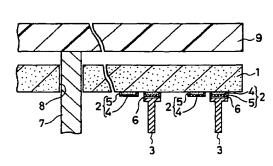
添付公開書類:

-- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: CERAMIC HEATER AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME, AND CONDUCTIVE PASTE FOR HEATING ELEMENT

(54) 発明の名称: セラミックヒーターおよびその製造方法、発熱体用導電ペースト



(57) Abstract: A ceramic heater which is thin and light and the temperature of which is easily controlled and a conductive paste for forming a heating element used for such a heater are disclosed. The ceramic heater is characterized in that a heating element formed by sintering metal particles and a metal oxide mixed if necessary is provided on the surface of or in a ceramic substrate made of a nitride ceramic or a carbide ceramic. The conductive paste is one that is prepared by mixing metal particles and metal oxide.

(57) 要約:

温度制御しやすく、薄くて軽いセラミックヒーターと、このヒーター品用いる発熱体形成用導電ペーストを提供することを目的とし、窒化物セラミックまたは炭化物セラミックからなるセラミック基板の表面もしくは内部に、金属粒子と、必要に応じ混合される金属酸化物とを焼結して形成した発熱体を設けてなることを特徴とする。

また、かかる導電ペーストとしては、金属粒子と金属酸化物を混合してなる ペーストを用いる。

00/76273 A1

# THIS PAGE BLANK (USPTO)

WO 00/76273 . . . . PCT/JP99/03086

#### 明細書

セラミックヒーターおよびその製造方法、発熱体用導電ペースト

#### 5 技術分野

本発明は、主に半導体産業において用いられる乾燥用セラミックヒーターに 関し、特に、温度制御しやすく、薄くて軽いセラミックヒーター及びその製造 方法と、該ヒーターの発熱体を形成するために用いられる導電ペーストに関す る。

10

15

#### 背景技術

代表的な半導体製品は、例えば、シリコンウェハー上にエッチングレジスト (感光性樹脂)を塗布したのちェッチングすることにより製造している。この場合、シリコンウェハー表面に塗布された感光性樹脂は、塗布後に乾燥しなければならない。乾燥の方法としては、前記樹脂が塗布されたシリコンウェハーをヒーター上に載置して加熱することが一般的である。

このようなヒーターとしては、従来、アルミニウム製基板の裏面に発熱体を取付けたものが代表的である。ところが、このような金属製のヒーターは次のような問題があった。

- 20 即ち、ヒーター本体である基板が金属製であるため、厚みを15mm程度と厚くしなければならない。なぜなら、薄い金属板では、加熱に起因する熱膨張により、そり、歪みが発生してしまい、金属板上に載置されるウェハーが破損したり傾いたりしてしてしまうからである。そのため、従来の金属製ヒーターは重量が大きく、かさばるという問題があった。
- 25 また、ヒーターによるシリコンウェハーの加熱は、発熱体に印加する電圧や 電流を調節することにより、基板の温度を制御して行われる。しかし、この方 法は、金属板が厚いために、電圧や電流の変化に対してヒーター基板の温度が

迅速に追従せず、温度制御特性が悪いという問題があった。

本発明の主たる目的は、温度制御しやすく、薄くて軽いヒーター及びその製造方法を提供することにある。

本発明の他の目的は、発熱特性に優れる発熱体用導電ペーストを提供するこ 5 とにある。

#### 発明の開示

15

20

従来技術が抱えている上記課題について検討した結果、発明者らは、ヒーター用基板として、アルミニウムなどの金属に代えて熱伝導性に優れたセラミック、とくに窒化物セラミックまたは炭化物セラミックを用いることに着目した。こうしたセラミック基板は、薄くしてもそりや歪みが発生せず、また、温度制御が迅速、容易にでき、とくに発熱体に印加する電圧や電流を変化させて温度制御するときの応答性に優れるという事実を知見した。

また、発明者らは、金属粒子を含む導電ペーストは、一般に、窒化物セラミックや炭化物セラミックとは密着しにくい性質があるが、その導電ペーストに 金属酸化物を加えると、金属粒子の焼結を通じてその密着性が改善されるという事実を知見した。

このような知見の下に開発した本発明の要旨構成は次とおりである。

- 1. 本発明は、窒化物セラミックまたは炭化物セラミックからなるセラミック基板の表面に、発熱体を配設してなるセラミックヒーターである。
  - 2. 前記発熱体は、一部がセラミック基板中に埋設された状態に配設することが好ましい。
    - 3. 前記発熱体は、金属粒子の焼結体からなることが好ましい。
- 4. 前記発熱体は、金属粒子と、酸化鉛、酸化亜鉛、酸化珪素、酸化ホウ素、 25 酸化アルミニウム、酸化イットリウム及び酸化チタンから選ばれるいずれか1 種以上の金属酸化物と、からなることが好ましい。
  - 5. 前記金属粒子は、貴金属、鉛、タングステン、モリブデンおよびニッケ

ルから選ばれるいずれか1種以上を用いることが好ましい。

5

- 6. 前記発熱体は、その表面が、非酸化性の金属層で被覆されていることが好ましい。
- 7. 前記発熱体は、断面アスペクト比(発熱体の幅/発熱体の厚さ)が、10~10000 の断面形状のものであることが好ましい。
  - 8. 前記室化物セラミックまたは炭化物セラミックからなるセラミック基板の内部に、断面アスペクト比(発熱体の幅/発熱体の厚さ)が10~10000 である扁平形状の発熱体を配設することを特徴とする。
- 9. 本発明は、窒化物セラミックまたは炭化物セラミックからなるセラミック基板の内部に、扁平形状の発熱体を配設すると共に、その発熱体の配設位置を、基板の中心から厚さ方向に偏芯した位置に配設し、かつその発熱体からは遠い側の面を加熱面としたことを特徴とするセラミックヒーターである。このヒーターもまた、発熱体は上記 2~8の構成を具えることが好ましい。
- 10. 前記発熱体は、金属粒子または導電性セラミックスの焼結体からなる ことが好ましい。
  - 11. 前記発熱体は、タングステン、モリブデン、タングステンカーバイド、 モリブデンカーバイドであることが好ましい。
  - 12. 前記発熱体の偏芯程度は、基板の加熱面から50%を越え、100%未満までの位置であることが好ましい。
- 20 13. 前記発熱体の断面アスペクト比 (発熱体の幅/発熱体の厚さ) は10~ 10000 であることが好ましい。
  - 14. 本発明はまた、少なくとも以下の①~③の工程を含むことを特徴とするセラミックヒーターの製造方法を提案する。
- ① 窒化物セラミック粉末または炭化物セラミック粉末を焼結して窒化物セラ 25 ミックまたは炭化物セラミックからなる基板を成形する工程。
  - ② 前記基板上に導電ペーストを印刷する工程。
  - ③ 導電ペーストを加熱して焼結させ、上記セラミック基板表面に発熱体を形

成する工程。

5

15. 前記工程③の後工程として、得られた発熱体表面に非酸化性金属をめっきして金属被覆層を形成する工程を採用することが好ましい。

- 16. 前記工程②で用いる導電ペーストは、金属粒子と金属酸化物との混合物のペーストを用いることが好ましい。
- 17. 本発明はまた、少なくとも以下の①~④の工程を含むことを特徴とするセラミックヒーターの製造方法を提案する。
- ① 窒化物セラミック粉末または炭化物セラミック粉末を成形して窒化物セラミックまたは炭化物セラミックのグリーンシートを得る工程。
- 10 ② 前記室化物セラミックまたは炭化物セラミックのグリーンシートの表面に、 金属粒子単独または金属酸化物との混合物からなる導電ペーストを印刷する工 程。
  - ③ 前記導電ペースト印刷済みグリーンシートと、工程①と同様に処理して得られた他のグリーンシートとを1枚以上を積層する工程。
- 15 ④ 加熱加圧してグリーンシートおよび導電ペーストを焼結する工程。
  - 18. 工程②で得られた導電ペースト印刷済みグリーンシートの上側および下側に、工程①と同様の処理によって得られたグリーンシートを積層するに当たって、上側と下側のグリーンシートの枚数の比率を1/1から1/99の範囲で調節することが好ましい。
- 20 19. 本発明はまた、金属粒子および金属酸化物からなるセラミックヒータ - 発熱体用導電ペーストを提案する。
  - 20. 前記金属粒子は、貴金属または鉛、タングステン、モリブデンおよびニッケルから選ばれる1種以上のものを用いることが好ましい。
- 2 1. 前記金属酸化物は、酸化鉛、酸化亜鉛、酸化けい素、酸化ホウ素、酸 25 化アルミニウム、酸化イットリウム、酸化チタンから選ばれるいずれか 1 種以 上からなるものを用いることが好ましい。
  - 2 2. 前記導電ペーストは、金属粒子に対して0.1 wt%超~1 0 wt%未満の

金属酸化物を混合してなるペーストを用いることが好ましい。

23. 前記金属粒子の平均粒子径は、 $0.1 \sim 100~\mu$ mの大きさであることが好ましい。

24. 前記金属粒子は、リン片状粒子、もしくは、球状粒子とリン片状粒子 との混合物であることが好ましい。

#### 図面の簡単な説明

第1図は、本発明のセラミックヒーターの平面図、

第2図は、本発明のセラミックヒーターの使用状態を示す断面図、

10 第3図は、本発明のセラミックヒーターの製造方法を説明する図、

第4図は、スルーホール用孔に端子ピンを接続するもようを示す説明図、

第5図は、本発明のセラミックヒーターの他の製造例を示す説明図、

第6図は、本発明のセラミックヒーターのさらに他の製造例を示す説明図である。

15

20

### 発明を実施するための最良の形態

本発明のセラミックヒーターは、絶縁性の窒化物セラミックまたは炭化物セラミックからなるセラミック基板を用い、このセラミック基板の一方の面に発熱体を印刷形成し、他の面の上にシリコンウェハなどの半導体製品を載置して加熱する加熱面としたものである。

本発明のセラミックヒータはまた、扁平な断面形状を有する発熱体を、セラミック基板の内部に配設 (挟持) したものであってもよく、この場合、該発熱体は、中心から基板の厚さ方向に偏芯させて配設し、かつその発熱体から遠い方の面を加熱面としたものであってもよい。

25 上記基板を構成する窒化物セラミックまたは炭化物セラミックは、熱膨張係数が金属より小さく、薄くしても、加熱により、反ったり、歪んだりしない特徴がある。そのため、ヒーターの基板を薄くて軽いものとすることができる。

5

10

15

20

また、このようなセラミック基板は、熱伝導率が高く、しかも薄いために該 基板の表面温度が、発熱体の温度変化に対して迅速に追従するという特徴があ る。即ち、電圧、電流を変えて発熱体の温度を変化させる際に、その変化にセ ラミック基板の表面温度も速やかに追随して変動するという特徴がある。

しかも、本発明のセラミックヒーターは、発熱体配設側とは反対側を加熱面とすること、もしくは基板の中心から厚さ方向に偏芯させて配設される、扁平形状の発熱体から遠い側を、加熱面とすることにより、熱の伝搬が該基板全体に均一にかつ速やかに拡散するため、加熱面に発熱体のパターンに限られた温度分布が発生するのを抑制することができ、ひいては加熱温度の分布を均一なものとすることができる。

なお、この点に関し、例えばUSP5643483号明細書では、石英基板の一方の面を粗化し、ここに白金ーパラジウムペーストで発熱体を設け、発熱体の反対側面にウェハを載置して加熱する技術が開示されている。また、USP56688524号明細書では、ヒータを埋設したチャック付きセラミックヒータを開示している。さらに、USP5566043号明細書では、窒化ホウ素基板表面に熱分解グラファイトの発熱体を設けたヒーターをそれぞれ開示している。

しかしながら、前記USP5643483号明細書では石英基板を使用し、 また白金ーパラジウムペーストで発熱体を設けており、本発明のように酸化物 を混合していないため、粗化しなければ発熱体を形成できない。

また、USP5668524号明細書では、発熱体を偏芯させておらず、また、アスペクト比など具体的な形状を開示していない。このため、加熱面の温度均一性に劣る。

さらに、USP5566043号明細書では、熱分解グラファイトの発熱体 25 を使用しているため、空気中で500℃以上に加熱すると発熱体自体が焼失し てしまい、使用温度域が限定される。

このように、これらの技術は、本発明とは全く異なるのである。

5

10

15

20

25

前記セラミック基板は、0.5~5mm程度の厚さのものがよい。その理由は、 薄すぎると破損しやすくなるからである。

かかるセラミック基板の素材である窒化物セラミックとしては、金属窒化物セラミック、例えば、窒化アルミニウム、窒化ケイ素、窒化ホウ素、窒化チタンなどから選ばれるいずれか1種以上を使用することが望ましい。一方、炭化物セラミックとしては、金属炭化物セラミック、例えば、炭化けい素、炭化ジルコニウム、炭化チタン、炭化タンタル、炭化タングステンなどから選ばれるいずれか1種以上を使用することが望ましい。ただし、これらのセラミックの中でも窒化アルミニウムが好適である。その理由は、窒化アルミニウムの熱伝導率は180W/m・Kと最も高いからである。

また、かかるセラミック基板に配設される発熱体は、導電ペースト中の金属 粒子や金属酸化物粒子を焼結して形成される。このように前記各粒子を加熱焼 成により、セラミック基板表面に焼き付けることができるからである。なお、 この焼結処理は、金属粒子どうしあるいは金属粒子と前記セラミックが互いに 融着する程度とする。

次に、前記発熱体 2 は、図 1 に示すように、セラミック基板 1 全体の温度を均一に昇温する必要があることから、同心円状に配設したパターンがよい。パターン形成した該発熱体 2 の厚さは、 $1\sim5$  0  $\mu$ m程度が望ましいが、該基板 1 の表面に発熱体 2 を形成する場合は、 $1\sim1$  0  $\mu$ mが好ましい。一方、該基板 1 の内部に該発熱体 2 を形成する場合は、 $1\sim5$  0  $\mu$ mの厚さにすることが好ましい。

また、この発熱体の幅は、 $0.1 \sim 20 \text{ mm}$ 程度とすることが望ましいが、基板 1 の表面に発熱体 2 を形成する場合は、 $0.1 \sim 5 \text{ mm}$ 、基板 1 の内部に該発熱体 2 を形成する場合は、 $1 \sim 20 \text{ mm}$ 程度とすることが好ましい。これらの範囲に限定する理由は、一般に、発熱体 2 の厚さおよび幅を変えることにより抵抗値を変化させることができるが、上記範囲が発熱体の温度制御に対して最も効果的だからである。なお、発熱体 2 の抵抗値は、薄くかつ細くなるほど大

きくなる。

5

10

15

また、この発熱体 2 は、基板 1 の内部に形成した場合の方が、厚み、幅とも大きくすることができる。この理由は、発熱体 2 を内部に設けると、加熱面と発熱体との距離が短くなり、セラミック基板 1 の加熱表面の温度均一性が低下するため、加熱面を均一に加熱するには、該発熱体 2 自体の幅を広げる必要が生じる。一方で、内部に発熱体を設ける場合、基板の窒化物セラミック等との密着性を考慮する必要性がなくなるため、タングステンやモリブデンなどの高融点金属、タングステンやモリブデンなどの炭化物を使用することができ、ひいては抵抗値を高くすることが可能となる。その結果として、断線等を防止する目的で発熱体の厚みを厚くすることができるのである。

この発熱体は、一般には断面が方形あるいは楕円形であって、好ましくは扁平な形状であることが望ましい。とくに、セラミック基板1の内部に発熱体を設ける場合は、扁平であることが必須となる。その理由は、断面が扁平な形状の方が加熱面に向かって放熱しやすいため、加熱面に温度分布ができにくいからである。

かかる発熱体2の断面のアスペクト比(発熱体の幅/発熱体の厚さ)は、10~10000程度であることが望ましく、50~5000が好ましい。この範囲内に調整すると、発熱体2の抵抗値を大きくすることができると同時に、加熱面の温度分布の均一性を確保することができるからである。

20 セラミック基板1の表面もしくは内部に配設した発熱体2のパターンの厚さが一定の場合、アスペクト比が小さいと、基板の加熱面方向への熱の伝達量が小さくなり、加熱面には発熱体パターンと同じような熱分布になってしまう。逆に、アスペクト比が大きすぎると発熱体パターン中央の直上部分が高温となってしまい、結局、加熱面には発熱体パターンと同じような熱分布が形成される。このような温度分布を考慮すると、発熱体2の断面のアスペクト比(発熱体の幅/発熱体の厚さ)は、10~10000の範囲内とすることが望ましい。

それは、発熱体2のアスペクト比を50~5000とすることにより、熱衝撃によ

るクラックや剝離が発生しにくくなるからである。

5

10

15

20

なお、前記発熱体2は、セラミック基板1の内部に形成した場合の方が、アスペクト比を大きくすることができるが、この発熱体2を内部に設けた場合、加熱面と発熱体との距離が短くなり、表面の温度均一性が低下するため、発熱体自体は扁平形状にする必要がある。

本発明においては、発熱体2をセラミック基板1の内部に配設する場合、この発熱体の厚み方向の配設位置を偏芯させて配設することができるが、その偏芯の程度は、基板の一方の面(加熱面)から50%越え~100%未満までの位置とすることが望ましい。その理由は、加熱面の温度分布を防止し、かつセラミック基板のそりの発生を抑制できるからである。好ましくは55~95%である。

なお、この発熱体2をセラミック基板1の内部に形成する場合は、発熱体を 形成層を複数段に分けてもよい。この場合は、各層のパターンは相互に補完す るように形成し、加熱面からみるとどこかの層で完全なパターンが形成された 状態にすることが望ましい。例えば、上層と下層とで互いに千鳥模様に配置し て全体として完全なパターンとなるようにした構造である。

なお、発熱体 2 は、セラミック基板 1 の表面に配設する場合は、この発熱体の一部 (底部) がセラミックス基板中に埋設された状態に配設することが望ましい。発熱体をこのように配設すると、発熱体の抵抗制御の改善とセラミックス基材との密着性の改善を同時に実現できるからである。

次に、セラミック基板に、前記発熱体を形成するために用いられる導電ペーストについて説明する。この導電ペーストは、導電性を確保するための金属粒子、または導電性セラミックの他、樹脂、溶剤、増粘剤などを混合したものが一般的である。

25 金属粒子としては、貴金属(金、銀、白金、パラジウム)、鉛、タングステン、モリブデン、ニッケルから選ばれるいずれか1種以上のものが用いられる。 これらの金属は比較的酸化しにくく、発熱するに十分な抵抗を示すからである。

5

15

20

25

一方、導電性セラミックとしては、タングステンやモリブデンの炭化物などから選ばれるいずれか1種以上のものが使用できる。

これら金属粒子あるいは導電性セラミックは、粒径が 0.1~100 μmの大きさにすることが望ましい。微細すぎると酸化しやすく、一方、大きすぎると焼結しにくくなり、抵抗値が大きくなるからである。

前記金属粒子は、球状、リン片状、もしくは球状とリン片状の混合物を使用することができる。とくに、形状がリン片状の場合は、金属粒子の間に後述する金属酸化物を保持しやすくなり、発熱体と窒化物セラミック等との密着性が向上するからである。

10 なお、かかる導電ペーストに用いられる樹脂としては、エポキシ樹脂、フェノール樹脂などが好適である。溶剤としては、イソプロピルアルコールなどが使用できる。 増粘剤としては、セルロースなどが使用できる。

前記導電ペーストにはまた、金属粒子に加えて、さらに金属酸化物を含有させて、発熱体を金属粒子と金属酸化物との混合物焼結体とすることが有効である。即ち、窒化物セラミックまたは炭化物セラミックと金属粒子との間に金属酸化物が介在すると、これらの密着性を向上させることができる。このように密着性が改善される理由は明確ではないが、金属粒子表面および窒化物セラミックまたは炭化物セラミックの表面はわずかに酸化膜が存在しているが、この酸化膜が金属酸化物に対して親和性を示して容易に一体化し、その結果、金属粒子と窒化物セラミックまたは炭化物セラミックが該酸化物を介して密着するのではないかと推定される。

かかる金属酸化物としては、酸化鉛、酸化亜鉛、酸化けい素、酸化ホウ素、酸化アルミニウム、酸化イットリウム、酸化チタンから選ばれるいずれか1種以上を用いる。これらの酸化物は、発熱体の抵抗値を大きくすることなく、金属粒子と窒化物セラミックまたは炭化物セラミックとの密着性を改善できるからである。

前記金属酸化物の添加量は、金属粒子に対して 0. 1~10 wt%未満である

5

ことが望ましい。この理由は、0.1wt%未満では添加の効果がなく、一方で10wt%以上だと、発熱体2の抵抗値が大きくなりすぎるからである。

なお、これらの金属酸化物の混合割合は、金属酸化物の全量を100 wt%とした場合に、酸化鉛が $1\sim10$  wt%、酸化けい素が $1\sim30$  wt%、酸化ホウ素が $5\sim50$  wt%、酸化亜鉛が $20\sim70$  wt%、酸化アルミニウムが $1\sim10$  wt%、酸化イットリウムが $1\sim50$  wt%、酸化チタンが $1\sim50$  wt%の範囲で、その合計が100 wt%を越えないように調整されることが望ましい。これらの範囲は特に金属粒子と窒化物セラミックとの密着性を改善する上で効果的である。

このように、金属酸化物の添加量を金属粒子に対して 0. 1~10 wt %未満 の範囲に調整すると、発熱体の面積抵抗率は 1~45 m Ω/□とすることができる。この面積抵抗率が大きくなりすぎると、印加電圧に対して発熱量が大きくなりすぎて、セラミック基板の表面に発熱体を配設したケースでは、制御がしにくくなる。なお、金属酸化物の量が 10 wt %以上になると、面積抵抗率は 50 m Ω/□を越えてしまい、発熱量が大きくなりすぎて温度制御が困難となり、ヒーターの温度分布の均一性が低下する。

なお、従来は、面積抵抗率が $50 \text{ m}\Omega/\square$ 以上でなければヒータ用抵抗体として不向きであると考えられてきたが(特開平4-300249号)、本発明では逆に、面積抵抗率を $45 \text{ m}\Omega/\square$ 以下にして、温度制御をしやすくして温度分布の均一性を確保するようにしたのである。

20 本願発明の他の実施形態としては、発熱体の表面を金属層で被覆することが望ましい。上述したように、発熱体は、金属粒子の焼結体であるから、これが空気中に露出していると酸化しやすく抵抗値が変化してしまう。そこで、金属粒子焼結体の表面を金属層で被覆することにより、酸化を防止することとしたのである。その金属層の厚さは、0.1~10μm程度が望ましい。それは、発熱体の抵抗値を変化させることなく、発熱体の酸化を防止できる範囲だからである。

金属粒子焼結体表面に被覆される金属は、非酸化性の金属であればよい。例

5

15

えば、金、銀、パラジウム、白金、ニッケルから選ばれるいずれか1種以上のものがよい。なかでもニッケルは好適である。この理由は、一般に発熱体には電源と接続するための端子が必要であり、この端子ははんだを介して発熱体に取付けられているが、いわゆるニッケルははんだの熱拡散を防止する作用をもつからである。その接続端子としては、コバール製の端子ピンを使用することができる。

ただし、発熱体がセラミック基板の内部に配設される場合は、発熱体表面が 酸化されることがないため、被覆は不要である。

前記はんだは、銀一鉛、鉛ースズ、ビスマスースズなどのはんだ合金を使用 10 することができ、そのはんだ層の厚さは、 $0.1\sim50~\mu\mathrm{m}$ が、はんだによる接続を確保するに充分な範囲である。

本発明では、必要に応じ、図5(d)に示すように、セラミック基板1中に熱電対61を埋め込んでおくこともできる。この熱電対61により該セラミック基板1の温度を測定し、そのデータをもとに電圧、電流を調節し、セラミック基板1の加熱面の温度を容易にかつ正確に制御することができるようになる。

図2は、本発明セラミックヒーターの使用状態を示す部分断面図である。図示の符号3は端子ピン、4は金属(Ag-Pb)粒子焼結体、5は金属(Ni)被覆層であり、この4および5で発熱体2を構成している。そして6ははんだ層であり、このはんだ層を介して前記端子ピン3が取付けられる。

20 また、かかるセラミック基板1には貫通孔8を複数個設け、その貫通孔8には半導体ウェハーの支持ピン7を挿入し、セラミック基板1上に突出する前記ピン7の頂部に、半導体ウェハー9を、隣接もしくは若干の間隙を介して取付ける。なお、この場合、半導体ウェハー9を図示しない搬送機に受け渡したり、搬送機から半導体ウェハー9を受け取ったりするときには、前記支持ピン7を 25 昇降させることにより行う。

次に、本発明にかかるセラミックヒーターの製造方法について説明する。 A. セラミック基板の表面に発熱体を形成する場合(図2)

5

20

(1) 絶縁性の窒化物セラミックまたは絶縁性の炭化物セラミックの粉体を焼結して窒化物セラミックまたは炭化物セラミックからなる板状体(セラミック 基板)を形成する工程。

この工程では、前述した窒化アルミニウムなどの窒化物セラミックまたは炭化けい素などの炭化物セラミックの粉体、さらに必要に応じて、イットリアなどの焼結助剤やバインダーからなる混合粉末を、スプレードライ法などの方法によって顆粒状にし、得られたこの顆粒を金型などに入れて加圧することにより、板状に成形して生成形体とする。

上記生成形体には、必要に応じて、半導体ウェハーの支持ピン7を挿入する 10 ための貫通孔8や熱電対61を埋め込む凹部62を設けておく。

次に、この生成形体を加熱焼成して焼結し、セラミック製の板状体を製造する。加熱焼成の際、加圧することにより気孔のないヒーター用セラミック基板を製造する。加熱焼成は、焼結温度以上であればよいが、窒化物セラミックまたは炭化物セラミックでは、1000~2500℃が好適である。

15 (2) 上記(1) 工程で得られたセラミック製の板状体(ヒーター板,即ちセラミック基板)の表面に、金属粒子を含む導電ペーストを印刷して金属粒子層 4 を形成する工程。

この工程では、金属粒子、樹脂、溶剤からなる粘度の高い流動性を有する導電ペーストを、スクリーン印刷などの方法により所要の位置に印刷する。導電ペーストを印刷により塗布して金属粒子層 4 を形成する理由は、セラミック基板全体を均一な温度に加熱するための発熱体 2 を形成するためには、図1に示すような同心円からなるパターンを正確に形成することが望ましいからである。また、発熱体の断面形状は方形を基本として、扁平な断面形状とすることが

望ましい。 (3) セラミック基板上に印刷して形成した金属粒子層を加熱焼結して、セラ

25 (3) セラミック基板上に印刷して形成した金属粒子層を加熱焼結して、セラミック基板1の表面に発熱体2を形成する工程。

導電ペーストを印刷して形成される金属粒子層を加熱焼成して、樹脂、溶剤

を除去するとともに、金属粒子を焼結(加熱焼成温度は、500~1000℃)させる。この点に関し、例えば、導電ペースト中に金属酸化物を添加したりしておくと、金属粒子、セラミック製の板状体および金属酸化物が焼結して一体化するため、発熱体とセラミック製の板状体との密着性が向上する。

- 5 (4) さらに、必要に応じ、前記金属粒子層 4 の表面に、金属被覆層 5 を被成してもよい。この処理は、電解めっき、無電解めっき、スパッタリングにより行うことができるが、量産性を考慮すると無電解めっきが最適である。
  - (5) こうして得られた発熱体2のパターンの端部に、電源との接続のための端子ピン3をはんだにて取りつける。
- 10 B. セラミック基板の内部に発熱体を設ける場合 (図3)

15

(1) 窒化物セラミック、炭化物セラミックなどのセラミックの粉体を、バインダーおよび溶剤と混合してグリーンシート31を得る。

前述したセラミック粉体としては窒化アルミニウム、炭化けい素などを使用することができ、必要に応じて、酸化イットリウム (イットリア) などの焼結助剤などを加えてもよい。また、バインダとしては、アクリル系バインダ、エチルセルロース、ブチルセロソルブ、ポリビニラールから選ばれる少なくとも1種以上が望ましい。溶媒としては、αーテルピオーネ、グリコールから選ばれるいずれか1種以上を用いることが望ましい。

これらを混合して得られるペーストをドクターブレード法でシート状に成形 してグリーンシート 3 1 を製造する。得られたそのグリーンシートに、必要に 応じて、シリコンウェハーの支持ピン 7 を挿入するための貫通孔 8 や熱電対 6 1 を埋め込むための凹部 6 2 を設けておくことができる。前記貫通穴 8 や凹部 6 2 は、パンチングなどの一にて形成する。

グリーンシートの厚さは、0.1~5mm程度がよい。

25 (2) 次に、グリーンシートに発熱体となる金属粒子層を印刷する。

発熱体となる金属粒子層 4 は、金属ペーストあるいは導電性セラミックを用いた導電性ペーストを印刷することにより形成する。

これらのペースト中には金属粒子あるいは導電性セラミック粒子が含まれており、このような金属粒子としてはタングステンまたはモリブデンが、また導電性セラミック粒子としてはタングステンまたはモリブデンの炭化物が最適である。酸化しにくく熱電導率の低下が少ないからである。

- 5 上記タングステンの粒子またはモリブデンの粒子の平均粒子径は  $0.1 \sim 5~\mu$  mがよい。大きすぎても小さすぎても導電ペーストの印刷が困難になるからである。 このような導電ペーストとしては、金属粒子または導電性セラミック粒子  $8.5 \sim 9.7$  重量部、アクリル系、エチルセルロース、ブチルセロソルブ、ポリビニラールから選ばれるいずれか 1 種以上のバインダー  $1.5 \sim 1.0$  重量部、 $\alpha$  ーテルピオーネ、グリコールから選ばれる少なくとも 1 種以上の溶媒を  $1.5 \sim 1.0$  重量部混合して調製したタングステンペーストまたはモリブデンペーストが最適である。
  - (3) 次に、(2) の発熱体 2 を印刷したグリーンシート 3 1 と、(1) 工程と同様の方法で得られた他のグリーンシート 3 1 とを 1 枚以上積層する。
- 図示例では、金属粒子層4の上面(加熱面側)に37枚、その反対側に17枚を積層接着したものである。即ち、積層する場合は、(2)の発熱体印刷グリーンシートの上側(加熱面側)に積層される(1)のグリーンシートの数を、下側に積層されるグリーンシートの数よりも多くして、発熱体2の形成位置を厚さ方向に偏芯させる。望ましくは、同じ厚さのグリーンシート数を積層して、上側と下側の構成の比率を1/1~1/99とする。具体的には、上側に20

~50枚、下側に5~20枚を積層する。

- (4) 加熱加圧してグリーンシートおよび導電ペーストを焼結する。加熱温度は $1000\sim2000$ ℃で、加圧は $100\sim200$  k g/c m² で不活性ガス雰囲気下で行う。不活性ガスとしては、アルゴン、窒素などを使用できる。
- 25 最後に、端子ピン3取り付け部位に、はんだペーストを印刷した後、端子ピン3を乗せて、加熱してリフローすることによりこれを固定する。はんだペーストをリフローのための加熱温度は、200~500℃が好適である。さらに、

必要に応じて熱電対を埋め込むことができる。

#### 実施例

10

25

(実施例1) 窒化アルミニウムセラミック基板製ヒーター

- 5 (1) 窒化アルミニウム粉末 (平均粒径 1.1μm) 100重量部、イットリア (平均粒径 0.4μm) 4重量部、アクリルバイダー12重量部およびアルコールからなる混合組成物を、スプレードライヤー法にて顆粒状粉末にした。
  - (2) 前記顆粒状粉末を金型に入れて、平板状に成形して生成形体を得た。生成形体をドリル加工して、半導体ウェハー支持ピンを挿入するための貫通孔8、熱電対を埋め込むための凹部(図示せず)を設けた。
  - (3) 生成形体を1800℃、圧力200 kg/cm² でホットプレスし、厚さ 3 mmの窒化アルミニウム板状体を得た。これを直径210 mmの円状に切り出してセラミック製の板状体(セラミック基板) 1 とした。
- (4)上記(3)で得たセラミック基板1に、スクリーン印刷にて導電ペーストを印刷した。印刷パターンは、図1に示すような同心円のパターンとした。 導電ペーストは、プリント配線板のスルーホール形成に使用されている徳力化 学研究所製のソルベストPS603Dを使用した。この導電ペーストは、銀/鉛ペーストであり、酸化鉛、酸化亜鉛、シリカ、酸化ホウ素およびアルミナの 混合物からなる金属酸化物 (それぞれの重量比率は 5/55/10/25/10) を、
- 20 銀の量に対して7.5 wt%含むものである。なお、銀は、平均粒径4.5 μmでリン片状のものを用いた。
  - (5) 導電ペーストを印刷したセラミック基板を780 ℃で加熱焼成して、導電ペースト中の銀、鉛を焼結させるとともに、セラミック基板1に焼きつけた。銀ー鉛焼結体4によるパターンは、厚さが $5~\mu$ m、幅 $2.4~\mu$ mであり、面積抵抗率が $7.7~\mu\Omega/\Box$ であった。
  - (6) 硫酸ニッケル80g/1、次亜リン酸ナトリウム24g/1、酢酸ナトリウム12g/1、ほう酸8g/1、塩化アンモニウム6g/1の濃度の水溶

WO 00/76273 . . . PCT/JP99/03086

液からなる無電解ニッケルめっき浴に(5)のセラミック基板 1 を浸漬して、銀一鉛の焼結体 4 の表面に厚さ 1  $\mu$  mのニッケルの金属層 5 を析出させて発熱体 2 を形成した。

- (7)電源との接続を確保するための端子を取りつける部分に、スクリーン印
   5 刷1より、銀一鉛はんだペーストを印刷してはんだ層(田中貴金属製)6を形成した。ついで、このはんだ層6の上にコバール製の端子ピン3を載置して、420℃で加熱リフローし、端子ピン3を発熱体2の表面に取りつけた。
  - (8) 温度制御のための熱電対 (図示しない) を埋め込み、ヒーター 1 () () を 得た (第1図、第2図)。
- 10 (実施例2) 炭化けい素セラミック基板製ヒーター

実施例 1 と基本的に同じ工程によるが、平均粒径  $1.0~\mu$  m の炭化けい素粉末を使用し、焼結温度を1900 でとし、さらに表面を1500 で 2 時間焼成して表面に厚さ  $1~\mu$  m を S i O 2 層を形成した。

(実施例3)

25

- 15 実施例1、2のヒーターについて、電圧、電流の変化に対するセラミック基板の加熱面の温度の追従性、発熱体2のプル強度について測定した。即ち、各ヒーターに電圧を印加したところ、実施例1のヒーターは0.5 秒で温度変化が見られ、また、実施例2のヒーターは2秒で温度変化が観察された。一方、発熱体2のプル強度については、実施例1のヒーターは、3.1 kg/mm²、実施例20 2のヒーターは、3 kg/mm²であった。
  - (実施例4) 発熱体を内部に形成したヒーター(図3、図5)
  - (1) 窒化アルミニウム粉末(トクヤマ製、平均粒径1.1  $\mu$ m)100 重量部、イットリア(平均粒径0.4  $\mu$ m)4 重量部、アクリルバイダー 11.5 重量部、分散剤0.5 重量部および1ーブタノールおよびエタノールからなるアルコール 5 3 重量%を混合した混合組成物を、ドクターブレードで形成して厚さ 0.47 mmのグリーンシート 3 1 を得た。
    - (2)グリーンシート31を80℃で5時間乾燥させた後、パンチングにて直

5

25

径1.8 mm、3.0 mm、5.0 mmの半導体ウェハー支持ピン挿入用貫通孔、および発熱体と端子ピンとを接続するためのスルーホール用孔38を設けた。

(3) 平均粒子径  $1 \mu m$ のタングステンカーバイド粒子 100 重量部、 $\tau$   $\rho$  100 重量部、 $\tau$  100 不 10

また、平均粒子径  $3 \mu$ mのタングステン粒子100 重量部、アクリル系バインダ1.9 重量部、 $\alpha$ ーテルピオーネ溶媒を3.7 重量部、分散剤0.2 重量部を混合して導電性ペーストBとした。

上記導電性ペーストAをグリーンシート31にスクリーン印刷でパターンを描いて印刷した。印刷パターンは図1のような同心円とした。また、端子ピンと接続するためのスルーホール用貫通孔38に、導電性ペーストBを充塡した。さらに、上記導電ペーストAを印刷しないグリーンシート31を上側(加熱面)に37枚、下側に17枚を積層し、130℃、80kg/cm²の圧力で合体させて積層体とした(図3)。

- 15 (4) 前記積層体を窒素ガス中で600 ℃で 5 時間脱脂し、1890℃、圧力150 kg / cm² で 3 時間ホットプレスし、厚さ 3 mmの窒化アルミニウム板状体を得た。 これを直径230 mmの円状に切り出して内部に厚さ 6 μm、幅 1 0 mmの発熱体を 有するセラミック基板 5 1 とした(図 5 (a))。
- (5) (4) で得たセラミック基板 5 1 を、ダイヤモンド砥石で研磨した後、 20 マスクを載置し、ガラスビーズによるブラスト処理で熱電対収納用の孔 6 2 を 設けた(図 5 (d))。
  - (6) さらに、スルーホール用孔 580表面の一部を切り拡げて図 4に示すような凹部 48を形成し、この凹部 48にN i -A u 合金からなる金ろうを供給し、次いで 700 Cで加熱リフローしてコバール製の端子ピン 60 を接続した(図 5 (c))。

なお、端子ピン60の接続は、前記凹部48を利用して、端子ピン60が3 点で支持されるような構造にすることが接続信頼性を確保する上で望ましい。

(7) 温度制御のための複数の熱電対 6 1 を孔 6 2 内に埋め込み、セラミック ヒーターを得た (図 5 (d))。

(比較例1) アルミニウム板製ヒーター

発熱体としてシリコンゴムで挟持したニクロム線を用い、厚さ15mmのアル ミニウム板とあて板を発熱体にて挟み、ボルトで固定してヒーターとした。そして、このヒーターに電圧を印加したところ、温度変化が見られるまで24秒を要した。

## (比較例2) アルミナ製ヒーター

基本的には実施例 1 と同様であるが、アルミナ粉末(平均粒径 1.0  $\mu$ m) 100 重量部、アクリルバイダー 1 2 重量部およびアルコールからなる組成物を、スプレードライヤー法にて顆粒状にし、これを金型に入れて、平板状に成形して生成形体とし、この生成形体を1200  $\mathbb C$ 、圧力200 kg/cm² でホットプレスし、厚さ 3 mmのアルミナ基板を得た。

また、導電ペーストとしては、平均粒子径  $3 \mu m O g v V Z \tau v$  を立ている 重都、アクリル系バインダ 1.9 重量部、 $\alpha - \tau v \ell x - \tau x$  を印刷した。導電ペーストとし、これを印刷した。導電ペーストを印刷したセラミック基板を1000 で加熱焼成して、 $g v V Z \tau x \tau x$  を 焼結 させた。

#### (実施例5)

20 基本的には実施例 4 と同様であるが、発熱体を扁平形状のものではなく、断面を厚さ 2 0 μm×幅 2 0 μmの正方形 (アスペクト比1) のものを用いた。 (実施例 6)

基本的には実施例 4 と同様であるが、印刷条件を変え、発熱体も扁平形状のものではなく、断面を厚さ  $5~\mu$ m×幅 7~2~mm(Tスペクト比12000)のものを用いた。

#### (実施例7)

25

基本的には実施例4と同様であるが、導電ペーストを印刷したグリーンシー

トの下側に24枚、上側に25枚積層し、発熱体をセラミック基板の中央に配置した例である。

#### (実施例8)

基本的には実施例1と同様であるが、ソルベストPS603Dに代えて、以 5 下の組成をもつものを調整した。

銀粉 球状であり平均粒子径 5.0 μm 100 重量部

金属酸化物 (酸化鉛、酸化亜鉛、シリカ、酸化ほう素、アルミナ、それぞれの重量比率は、 5/55/10/25/5 ) を 7.5重量部

面積抵抗率は、4 m Ω / □であった。

- 10 (実施例9)
  - (1) 窒化アルミニウム粉末(平均粒径1.1 μm)100 重量部、イットリア(酸化イットリウムのこと 平均粒径0.4 μm)4重量部、アクリルバイダー12 重量部およびアルコールからなる組成物を、スプレードライヤー法にて顆粒状にした。
- 15 (2) 顆粒状粉末を金型に入れて、平板状に成形してグリーンシートを得た。このグリーンシートをドリル加工して、半導体ウェハー支持ピンを挿入する貫通 孔、熱電対を埋め込むための有底の穴を設けた。
  - (3) 前記グリーンシートを1800℃、圧力200 kg/cm² でホットプレスし、厚さ3 mmの窒化アルミニウム基板を得た。これを直径210 mmの円状に切り出してセ
- 20 ラミック基板 1 とした。

さらに、このセラミック基板1に金属マスクを形成したのち、直径1μmの アルミナ粉によるサンドブラスト処理を実施し、発熱体形成位置に幅2.4 mm、 深さ6μmの溝を設けた。

(4) (3) で得たセラミック基板1の溝に、スクリーン印刷にて導電ペーストを 25 印刷し発熱体となる金属粒子層を形成した。金属粒子層のパターンは、図1に 示すような同心円のパターンとした。導電ペーストは、プリント配線板のスル ーホール形成に使用されている徳力化学研究所製のソルベストPS603Dを WO 00/76273 · • • PCT/JP99/03086

使用した。この導電ペーストは、銀/鉛ペーストであり、酸化鉛、酸化亜鉛、シリカ、酸化ホウ素、アルミナからなる金属酸化物(それぞれの重量比率は、5/55/10/25/5)を銀の量に対して7.5重量%含むものである。また、銀の形状は平均粒径 $4.5~\mu$ mでリン片状のものを用いた。

- 5 (5) 金属粒子層を形成したセラミック基板を780 ℃で加熱焼成して、金属粒子層(導電ペースト)中の銀、鉛を焼結させるとともに、セラミック基板1上に焼き付けた。銀一鉛の焼結体4によるパターンは、厚さが5 μm、幅2.4 mmであり、面積抵抗率が7.7 mΩ/□であった。
- (6) 硫酸ニッケル80g/1、次亜リン酸ナトリウム24g/1、酢酸ナトリウム12g/1、ホウ酸8g/1、塩化アンモニウム6g/1の濃度の水溶液からなる無電解ニッケルめっき浴に(5) のセラミック基板を焼成して、銀ー鉛の焼結体4の表面に厚さ1μmのニッケル層5を析出させて発熱体とした。
  - (7) 電源との接続を確保するための端子ピンを取り付ける部分に、スクリーン 印刷1より、銀一鉛はんだペーストを印刷してはんだ層(田中貴金属製) 6を
- 15 形成した。ついで、はんだ層 6 の上にコバール製の端子ピンを載置して、420 ℃で加熱リフローし、端子ピンを発熱体の表面に取付けた(図 6 参照)。

この実施例では、図 6 (a) のように発熱体がセラミック基板内部に埋設されるも表面から露出した状態となる。また、図 6 (b) のような発熱体がセラミック基板の内部に一部埋設され、一部が露出した状態であってもよい。

20 この実施例において、実施例1、8と同様にして、応答時間、温度差、プル 強度を測定した。その結果を表1に示す。

#### (比較例3)

25

基本的には実施例 1 と同様であるが、ソルベストPS6 0 3 Dに酸化鉛、酸化亜鉛を加えて金属酸化物量を 1 0 wt%に調整した。得られた発熱体の面積抵抗率は 5 0 m  $\Omega$  /  $\square$ であった。

なお、実施例1から8(実施例3除く)、比較例1から3について電圧印加 後の温度変化が確認されるまでの時間(応答時間)を測定した。また、表面温

度を600 ℃とした場合の加熱面の最高温度と最低温度の差を測定した。なお、実施例1, 8 については、2 mm $\times 2$  mmO 領域でプル強度 (単位はkg/2 mm $\square$ ) を測定した。

その結果を表1にまとめて示す。

#### 5 表1

10

15

25

	応答時間(秒)	温度差(℃)	プル強度 (kg/2 mm□)
実施例1	0.5	8	12.4
実施例 2	2. 0	9	
実施例 4	1. 0	8	
実施例 5	1. 6	1 5	
実施例 6	0.8	1 8	
実施例7	0. 7	1 8	
実施例8	0. 7	1 8	6. 0
実施例 9	0.8	9	2 4. 0
比較例1	2 4	1 5	
比較例 2	4 0	2 2	
比較例3	0.8	1 5	

#### 産業上の利用可能性

20 以上説明したように、本願発明のセラミックヒーターは、薄くかつ軽いので 実用的であり、とくに半導体産業の分野において、その製品を加熱乾燥するた めに用いられる。

また、本発明にかかるセラミックヒーターは、セラミック基板として、窒化物セラミックまたは炭化物セラミックを使用し、かつ薄くしているため、電圧、電流量の変化に対する加熱面の温度追従性に優れており、温度制御しやすい。 さらに、加熱面の温度分布の均一性にも優れているので、半導体製品の効率的な乾燥ができる。

# 請求の範囲

1. 窒化物セラミックまたは炭化物セラミックからなるセラミック基板の表面に、発熱体を配設してなるセラミックヒーター。

- 5 2. 前記発熱体は、一部がセラミック基板中に埋設された状態に配設したこと を特徴とする請求の範囲1に記載のセラミックヒーター。
  - 3. 前記発熱体は、金属粒子の焼結体からなることを特徴とする請求の範囲 1 に記載のセラミックヒーター。
  - 4. 前記発熱体は、金属粒子と金属酸化物との混合物焼結体からなることを特 徴とする請求の範囲1に記載のセラミックヒーター。

10

15

20

25

- 5. 前記金属粒子は、貴金属、鉛、タングステン、モリブデンおよびニッケルから選ばれるいずれか1種以上を用いることを特徴とする請求の範囲1、2、3または4に記載のセラミックヒーター。
- 6. 前記発熱体は、その表面が非酸化性の金属層で被覆されてなることを特徴とする請求の範囲1、2、3、4または5に記載のセラミックヒーター。
- 7. 前記発熱体は、断面アスペクト比(発熱体の幅/発熱体の厚さ)が、10~10000形状を示すことを特徴とする請求の範囲1、2、3、4、5 または6に記載のセラミックヒーター。
- 8. 窒化物セラミックまたは炭化物セラミックからなるセラミック基板の内部 に、断面アスペクト比(発熱体の幅/発熱体の厚さ)が10~10000で ある扁平形状の発熱体を配設したことを特徴とするセラミックヒーター。
  - 9. 窒化物セラミックまたは炭化物セラミックからなるセラミック基板の内部 に、扁平形状の発熱体を配設すると共に、その発熱体の配設位置を、基板の 中心から厚さ方向に偏芯した位置に配設し、かつその発熱体からは遠い側の 面を加熱面としたことを特徴とするセラミックヒーター。
- 10. 前記発熱体は、金属粒子または導電性セラミックスの焼結体からなる請

求の範囲8または9に記載のセラミックヒーター。

11. 前記発熱体は、タングステン、モリブデン、タングステンカーバイド、 モリブデンカーバイドである請求の範囲8または9に記載のセラミックヒー ター。

- 12. 前記発熱体の偏芯程度は、基板の加熱面から50%を越え、100%未満までの位置である請求の範囲9に記載のセラミックスヒーター。
- 13. 前記発熱体の断面アスペクト比(発熱体の幅/発熱体の厚さ)が、10 ~ 1000 0 であることを特徴とする請求の範囲 9 に記載のセラミックヒーター。
- 14. 少なくとも下記①~③の工程を含むことを特徴とするセラミックヒータ10 一の製造方法。
  - ①室化物セラミック粉末または炭化物セラミック粉末を焼結して窒化物セラミックまたは炭化物セラミックからなる基板を成形する工程。
  - ②上記セラミック基板上に導電ペーストを印刷する工程。

5

20

- ③導電ペーストを加熱して焼結させ、上記セラミック基板の表面に発熱体を 15 形成する工程。
  - 15. 前記工程②で用いる導電ペーストは、金属粒子と金属酸化物との混合ペーストを用いることを特徴とする請求の範囲14に記載の製造方法。
  - 16. 前記工程③の後工程として、得られた発熱体表面に非酸化性金属のめっきを行うことにより金属被覆層を設けることを特徴とする請求項14に記載のヒーターの製造方法。
  - 17. 少なくとも下記①~④の工程を含むことを特徴とするセラミックヒーターの製造方法。
    - ①窒化物セラミック粉末または炭化物セラミック粉体を成形して窒化物セラミックまたは炭化物セラミックのグリーンシートを得る工程。
- 25 ②上記室化物セラミックまたは炭化物セラミックのグリーンシートの表面に、 金属粒子単独または金属酸化物との混合物からなる導電ペーストを印刷する 工程。

WO 00/76273 . . . PCT/JP99/03086

③導電ペースト印刷済みグリーンシートと、工程①と同様に処理して得られた他のグリーンシートとを1枚以上を積層する工程。

- ④加熱加圧してグリーンシートおよび導電ペーストを焼結する工程。
- 18. 工程②で得られた導電ペースト印刷済みグリーンシートの上側および下 側に、工程①と同様の工程で得られたグリーンシートを積層するに当たって、 上側と下側のグリーンシートの枚数の比率を1/1から1/99の範囲とす る請求の範囲17に記載の製造方法。
  - 19. 金属粒子と金属酸化物との混合物からなるセラミックヒータの発熱体用 導電ペースト。
- 20. 前記金属粒子は、貴金属または鉛、タングステン、モリブデンおよびニッケルから選ばれるいずれか1種以上であることを特徴とする請求の範囲19に記載の導電ペースト。

15

- 21. 前記金属酸化物は、酸化鉛、酸化亜鉛、酸化けい素、酸化ホウ素、酸化 アルミニウム、酸化イットリウム、酸化チタンから選ばれる1種以上である 請求の範囲19に記載の導電ペースト。
- 22. 前記混合物は、金属粒子に対して金属酸化物を0.1 wt%から10 wt%未 満の割合を含有することを特徴とする請求の範囲19に記載の導電ペースト。
- 23. 前記金属粒子は、平均粒子径が 0.1~100 μmであることを特徴とする請求の範囲 19 に記載の導電ペースト。
- 20 24. 前記金属粒子は、リン片形状、もしくは球状とリン片状との混合物であることを特徴とする請求の範囲19に記載の導電ペースト。

HIS PAGE BLANK (USPTO)

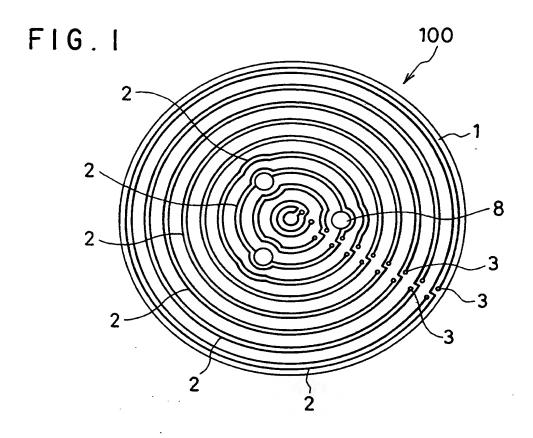
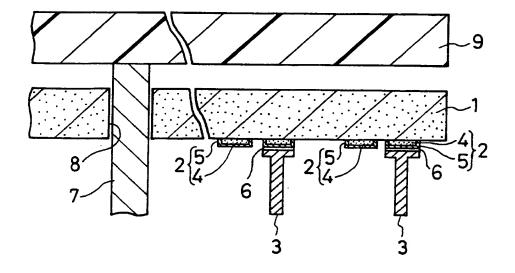


FIG. 2



PAGE BLANK (USPTO)

FIG.3

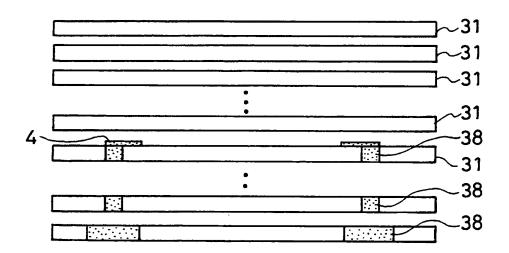
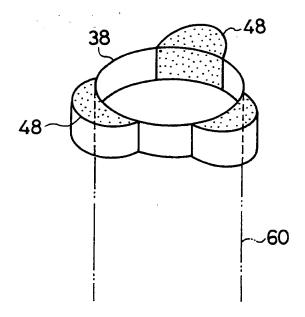
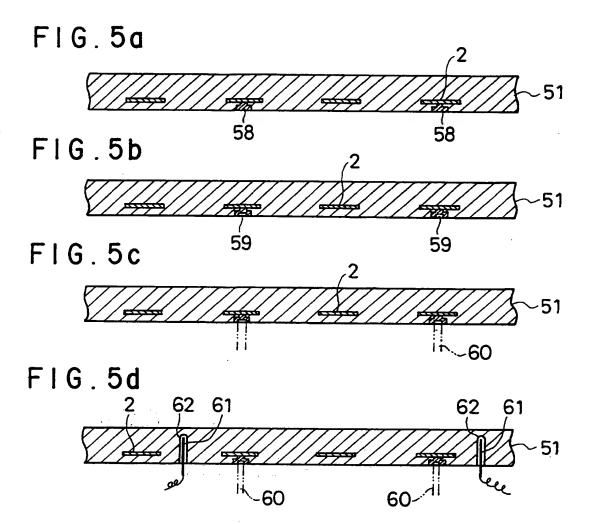
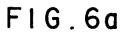


FIG.4







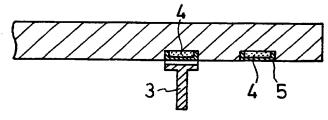
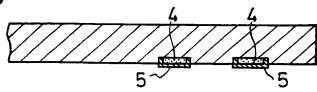


FIG.6b



#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP99/03086

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl <sup>6</sup> H05B3/28, H05B3/12							
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC							
B. FIELD	S SEARCHED						
Minimum d Int.	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl <sup>6</sup> H05B3/28, H05B3/12, H05B3/20						
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1940–1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994–1999 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971–1999 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996–1999							
Electronic d	Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)						
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category*	Citation of document, with indication, where ap	· ·	Relevant to claim No.				
X Y A X Y	JP, 8-273815, A (NGK Spark 18 October, 1996 (18. 10. 96 Full text; Figs. 1, 2 Full text; Figs. 1, 2  Full text; Figs. 1, 2 (Family 1985) (12. 1985) (12. 1985) (12. 1985) (12. 1985) (13. 1	ily: none)  Co., Ltd.),  line 18 to lower left  line 18 to lower left	1-3, 5, 14 4, 6-8, 10, 11, 15, 16, 20 9, 12, 13, 22-24  19, 21 4, 15, 20				
Y	JP, 57-870, A (Matsushita El Ltd.), 5 January, 1982 (05. 01. 82) Page 2, lower left column, l column, line 2; Fig. 2 (Fam	, ine 8 to lower right	6, 16				
* Special docume consider "E" earlier of "L" docume cited to special "O" docume means docume the prio	categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not red to be of particular relevance document but published on or after the international filing date ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is establish the publication date of another citation or other reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other ent published prior to the international filing date but later than entry date claimed actual completion of the international search ptember, 1999 (06.09.99)	"T" later document published after the interredate and not in conflict with the applicate the principle or theory underlying the indocument of particular relevance; the characteristic considered novel or cannot be considered when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the characteristic considered to involve an inventive step of considered with one or more other such dependent of the same patent farm.  "&" document member of the same patent farm.  Date of mailing of the international sear 14 September, 1999	tion but cited to understand vention aimed invention cannot be d to involve an inventive step aimed invention cannot be when the document is locuments, such combination art mily				
	nailing address of the ISA/ nese Patent Office	Authorized officer	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Facsimile N	о.	Telephone No.					

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP99/03086

C (Continua	tion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	<del></del>
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP, 6-51658, A (Toshiba Lighting & Technology Corp.), 25 February, 1994 (25. 02. 94), Par. No. [0019] (Family: none)	7, 8, 10, 11
х	JP, 8-273814, A (NGK Spark Plug Co., Ltd.), 18 October, 1996 (18. 10. 96), Full text; Figs. 1 to 3 (Family: none)	17, 18
	·	
		·

電話番号 03-3581-1101 内線 3336

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl<sup>6</sup> H05B3/28, H05B3/12 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl<sup>6</sup> H05B3/28, H05B3/12, H05B3/20 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1940-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-1999年 日本国登録実用新案公報 1994-1999年 日本国実用新案登録公報 1996-1999年 国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) 関連すると認められる文献 引用文献の 関連する カテゴリー\* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号 JP, 8-273815, A (日本特殊陶業株式会社) 18.10月.1996 (18.10.96) 18.10月.1 全文,第1-2図 全文,第1-2図 1-3, 5, 14  $\overline{\mathbf{Y}}$ 4,6-8,10, 11, 15, 16, 20 全文, 第1-2図(ファミリーなし) Α 9, 12, 13, 22-24 JP,58-61591,A(日本電装株式会社) 12.4月.1983 (12.04.83) 第2頁右上欄第18行~第2頁左下欄第11行 X 19, 21 第2頁右上欄第18行~第2頁左下欄第11行 4, 15, 20 & US, 4449039, A C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。 \* 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって もの て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 論の理解のために引用するもの 以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 文献(理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 06.09.99 1 4.09.99 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 3 L 8920 一舸 日本国特許庁 (ISA/JP) 井上 茂夫

郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

....

C (続き). 引用文献の カテゴリー* Y Y	関連すると認められる文献  引用文献名 及び一部の箇所が関連すると記  JP,57-870,A(松下電器産業 5.1月.1982(05.01.82 第2頁左下欄第8行~右下欄第2行,第  JP,6-51658,A(東芝ライラ 25.2月.1994(25.02.9) 段落番号【0019】(ファミリーなし  JP,8-273814,A(日本特別 18.10月.1996(18.10.全文,第1-3図 (ファミリーなし)	業株式会社) 2) 第2図(ファミリーなし) テック株式会社) 9 4) し)	関連する 請求の範囲の番 6, 16 7, 8, 10, 11 17, 18
カテゴリー* Y Y	JP, 57-870, A(松下電器産業5.1月.1982(05.01.82第2頁左下欄第8行~右下欄第2行,第JP, 6-51658, A(東芝ライラ25.2月.1994(25.02.9段落番号【0019】(ファミリーなしJP, 8-273814, A(日本特別18.10月.1996(18.10.	業株式会社) 2) 第2図(ファミリーなし) テック株式会社) 9 4) し)	請求の範囲の番 6, 16 7, 8, 10, 11
Y Y	JP, 57-870, A(松下電器産業5.1月.1982(05.01.82第2頁左下欄第8行~右下欄第2行,第JP, 6-51658, A(東芝ライラ25.2月.1994(25.02.9段落番号【0019】(ファミリーなしJP, 8-273814, A(日本特別18.10月.1996(18.10.	業株式会社) 2) 第2図(ファミリーなし) テック株式会社) 9 4) し)	6, 16 7, 8, 10, 11
Y	5. 1月. 1982 (05. 01. 82 第2頁左下欄第8行~右下欄第2行, 第 JP, 6-51658, A (東芝ライラ 25. 2月. 1994 (25. 02. 9 段落番号【0019】 (ファミリーなし JP, 8-273814, A (日本特別 18. 10月. 1996 (18. 10.	2) 第2図(ファミリーなし) デック株式会社) 9 4) し)	7, 8, 10, 11
	25. 2月. 1994 (25. 02. 8 段落番号【0019】 (ファミリーなし JP, 8-273814, A (日本特別 18. 10月. 1996 (18. 10.	9 <b>4</b> ) _)	
X	JP, 8-273814, A (日本特別 18.10月.1996 (18.10. 全文, 第1-3図 (ファミリーなし)	*陶業株式会社) 96)	17, 18
		•	
		· .	

### 特許協力条約に基づく国際出願

#### 願

出順人は、この国際出順が特許協力条

上海"方"近人桶	
選 際 出 順 番 写	
国際出順 (09.6.93)	
(受付用) (受付用)	
出願人又は代理人の者類記号 (希望する場合、最末:2字) G H 1 1 1 7 一 P C ′	Γ

or the same of the		
※に従って処理されることを請求する。	出願人又は代理人の者類記号 (希望する場合、最大:2年) G	H1117-PCT
第1禍 発明の名称		
セラミックヒーターおよびその製造方	法、発熱体用導電ペース	F
第 日 楜		
氏名(名称)及びあて名: (姓・名の順に記載; 法人に公式の完全な名称を記載;	あて名は郵便番号及び国名も記載)	この欄に記載した者は、 発明者でもある。
イビデン株式会社 IBIDEN Co.,	Ltd.	或話番号:
〒503-0917 日本国岐阜県大垣市神田町		0584-74-7882
1, Kanda-cho 2-chome, Ogaki-shi, G	ifu 503-0917	ファクシミリ番号:
JAPAN		0584-74-3518
		加入電信番号:
国籍 (图名): 日本国 JAPAN	但所(固名): 日本国	JAPAN
この欄に記載した者は、次の 指定国についての出願人である:	くすべての指定国 米国のみ	追記欄に記載した指定国
第Ⅲ欄 その他の出願人又は発明者		
氏名(名称)及びあて名: (姓・名の順に記載:佐人は公式の完全な名称を記載:	あて名は郵便番号及び国名も記載)	この欄に記載した者は 次に該当する:
古川正和 FURUKAWA Masaka		出願人のみである。
〒501-0601 日本国岐阜県揖斐郡揖斐川	町北方1一1	
イビデン株式会社内		出願人及び発明者である。
c/o IBIDEN Co., Ltd. 1-1, Kitakata, Ibigawa-cho, Ibi-gu JAPAN	n, Gifu 501-0601	発明者のみである。 (ここにレ印を付したとき は、以下に起入しないこと)
回籍(回名): 日本国 JAPAN	住所 (国名): 日本国	JAPAN
この欄に記載した者は、次の 指定関についての出願人である: すべての指定圏 米国を涂	くすべての指定盟 レ 米国のみ	追記器に記載した指定図
✓ その他の出類人又は発明者が就薬に記載されている。		
第17欄 代型人又は共通の代表者、通知の	うあて名	
次に記載された考は、国際機関において出瀬人のために行動する:	<b>V</b> 代理人	道の代表者
云名(名称)及びあて名:(姓・名の頃に監唆:法人は公式の完全心名旅を記録:。	あて名は雪便番号及び国名も監獄)	双插番号:
8068 弁理士 小 川 順 三 OGA		03-3561-2211
〒104-0061 日本国東京都中央区銀座 2 木挽館銀座ビル	」目8番9号	ファクシミ (盛辛)
Kobikikan Ginza Bldg.		03-3561-1546
8-9, Ginza 2-chome, Chuo-ku, Tokyo	104-0061 TAPAN	100人組織基準:
	:	
通知のためのあて名:代理人又は共通の代表者が進任されておらず、上記符件	門に特に通知が逆方されるあて名を記載して、	る場合は、シ部を行す。

2		141
4-	 	. 🗷

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. • !		<b>4</b> 資				
第III欄の統含 その他の問願人又は発明者							
この観楽を使用しないときは、この用紙を順番に含めないこと。							
氏名(名称)及びあて名: (姓・名の) 平 松 靖		全な名称を記載: TSU Yasu		Y国名も記載)	この機に記載した者は、 次に該当する:		
〒501-0601 日	出額人のみである。						
イ c/o IBIDEN Co							
1	a, Ibigawa-cho	, Ibi-gu	n, Gifu 50	1-0601	発明者のみである。 (ここにン印を付したとき た、以下に記入しないこと)		
<sub>国籍(图名)</sub> : 日本国	JAPAN		住所(国名):	日本国	JAPAN		
この機に記載した者は、次の	すべての指定国	米国を除	くすべての指定国	▼ 米国のみ	追記機に記載した指定国		
指定国についての出願人である: 氏名(名称)及びあて名: (姓・名の紀			あて名は郵便番号及ご	(國名自壯報)	この側に記載した者は、 次に該当する:		
伊藤康隆				•	TAILERS 9 W.		
	本国岐阜県揖斐		町北方1-	1	出額人のみである。		
c/o IBIDEN Co	ビデン株式会社 ., Ltd.	二内	•		出版人及び発明者である。		
1−1, Kitakata JAPAN	, Ibigawa-cho	, Ibi-gu	n, Gifu 501	L <b>-06</b> 01	発明者のみである。 (ここにレ印を付したとき は、以下に起入しないこと)		
国籍 (图名): 日本国	JAPAN		住所 <i>(国名)</i> :	日本国	JAPAN		
				<del></del>			
この欄に記載した者は、次の	すべての指定国	米国を除ぐ	くすべての指定国	✓ 米国のみ	追記欄に記載した指定園		
この欄に記載した者は、次の 指定国についての出願人である: 氏名(名称)及びあて名: <i>(姓・名の別</i>					追記欄に記載した指定国 この欄に記載した者は、 次に該当する:		
指定国についての出願人である:					この側に記載した者は、		
指定国についての出願人である:					この欄に記載した者は、 次に該当する:		
指定国についての出願人である:					この欄に記載した者は、 次に該当する:		
指定国についての出願人である:					この欄に記載した者は、 次に該当する:  出願人のみである。  出願人及び発明者である。  発明者のみである。		
指定国についての出願人である: 氏名(名称)及びあて名: (姓・名の別 国籍(国名): この側に記載した音は、次の		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	あて名は郵便番号及び		この欄に記載した者は、 次に該当する:  出願人のみである。  出願人及び発明者である。  発明者のみである。		
指定国についての出願人である: 氏名(名称)及びあて名: (姓・名の和 国籍(固名):	関に記載:法人は公式の完全 ででいる。 では、この指定国		あて名は <b>郵便</b> 番号及び 住所 <i>(国名)</i> : すべての指定国	(国名も起報)	この欄に記載した者は、 次に該当する:  出願人のみである。  出願人及び発明者である。  登明者のみである。 (ここにレ印を付したとき は、以下に記入しないこと)		
指定国についての出願人である: 氏名(名称)及びあて名: (姓・名の取 (担名): この調に記載した香は、次の 指定頃についての出願人である:	関に記載:法人は公式の完全 ででいる。 では、この指定国		あて名は <b>郵便</b> 番号及び 住所 <i>(国名)</i> : すべての指定国	(国名も起報)	この欄に記載した者は、 次に該当する:     田顧人のみである。     田顧人及び発明者である。     発明者のみである。     (ここにレ印を付したとき     は、以下に記入しないこと)     追記欄に記載した指定個     この欄に記載した者は、		
指定国についての出願人である: 氏名(名称)及びあて名: (姓・名の取 (担名): この調に記載した香は、次の 指定頃についての出願人である:	関に記載:法人は公式の完全 ででいる。 では、この指定国		あて名は <b>郵便</b> 番号及び 住所 <i>(国名)</i> : すべての指定国	(国名も起報)	この欄に記載した者は、 次に該当する:     田顧人のみである。     田顧人及び発明者である。		
指定国についての出願人である: 氏名(名称)及びあて名: (姓・名の取 (担名): この調に記載した香は、次の 指定頃についての出願人である:	関に記載:法人は公式の完全 ででいる。 では、この指定国		あて名は郵便番号及び 住所 ( <b>個名</b> ) : : すべての指定国	(国名も起報)	この欄に記載した者は、次に該当する:      田瀬人のみである。      田瀬人及び発明者である。      発明者のみである。     (ここにレロを付したとき)      追記欄に記載した指定国      この欄に記載した指定国      この欄に記載した者は、次に該当する:      田瀬人のみである。		
指定国についての出願人である: 氏名(名称)及びあて名: (姓・名の取 (担名): この調に記載した香は、次の 指定頃についての出願人である:	関に記載:法人は公式の完全 ででいる。 では、この指定国		あて名は郵便番号及び 住所 ( <b>個名</b> ) : : すべての指定国	(国名も起報)	この欄に記載した者は、次に該当する:  出願人のみである。  出願人及び発明者である。  発明者のみである。 (ここにしたしたとき)  違配欄に記載した指定値  この欄に記載した指定値  この欄に記載した者は、次に該当する:  出願人のみである。  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
国籍 (固名):  三の調に記載した香は、次の 指定頃についての出願人である:  ズ名 (名称) 及びあて名: (姓・名の項  ・ ス名 (名称) 及びあて名: (姓・名の項  ・ ス名 (名称) 及びあて名: (女・名の項  この頃に記載した香は、次の	関に記載:法人は公式の完全 ででいる。 では、この指定国		あて名は郵便番号及び 住所 (固名): すべての指定国 あて名は郵便番号及び	(国名も起報)	この欄に記載した者は、次に該当する:  出願人のみである。  出願人及び発明者である。  発明者のみである。 (ここにしたしたとき)  違配欄に記載した指定値  この欄に記載した指定値  この欄に記載した者は、次に該当する:  出願人のみである。  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
指定国についての出願人である: 氏名(名称)及びあて名: (姓・名の和 この調に記載した香は、次の 指定国についての出願人である: 天名(名称)及びあて名: (姓・名の和	では、近次: 法人は公式の完全 でいての指定国		まて名は郵便番号及び (住所 (固名): (すべての指定国 あて名は郵便番号及び)	(国名も起報)	この欄に記載した者は、次に該当する:  出願人のみである。  出願人のみである。  発明者である。  (このレンターのでは、以下に記入したのでは、以下に記入したのでは、以下に記入したのでは、以下に記入した。  追記欄に記載した指定国  この欄に記載した指定国  この欄に記載した音に「記述」に表して記述しています。  この間に記載した音に「記述」に表しています。  この間に記載した音に、表しています。		

ध्राप्त	~	村岡	国国 ひ2 宇宙 対ぎ		
31.10	14.	9 (a)	の規定に基づき次の指定を行う(改当する空にン印を付すこと)	少念く	さも1つのこにン形を付すこと)。
		华连曲			
	مر ٔ	_ 1>		スク	・ ガンピア Gumbia、 14 IS サニア Kenya、 LU S レソト Lesoton。 ジランド Swqziland、 U G フガンダ Ugundu、 22 W ジンパブニ
	] rs	ΕΑ	K 🔾 キルギス Xyrgyzstan、 K 🖊 カザフスタン Xazaki	hstan,	<ul> <li>プラゼルバイジャン Azerbaijan. 13 Y ベラルーン Beiares.</li> <li>M ID モルドブァ Republic of Moldova. 12 U コシア Russian スタン Turkmenistan. 及びエーラシア特許条約と特許強力条約の締約ほ</li> </ul>
	] IS	: I>	シェタイン Switterland and Liephtenstein. ○ Y キフコス 、スペイン Spain, 『F I フィンランド Finland. 『F R I E フィルランド Iroland. 『『 イタリア [taly. 』	Cypru フラン: L. <b>し</b>	IS E ベルギー Belgiem。 C I-I and 1. I スイス及びリコテ us。 ID E ドイツ Germany。 ID M デンマーク Denmark。FC S ス France。 G I3 英国 United Kingdom。 G IR ギリシャ Greece。 ルクセンフルグ Luxembourg。 MI C モナニ Monaco。 MI I. オ 「ン Sweden。及びヨーニッパ特許条約と特許協力条約の締約国である他の」
	] c	A	Republic, C G コンゴー Congo, C I コートジボア・G N ギニア Guinea. G W ギニア・ビサオ Guinea-Bi	ール Cō Issau, ・ド Chu	so, B J ベナン Benia, C F 中央アフリカ Central African Sted Ivoire, C M カメルーン Cameroon, G A ガボン Gaosso, M I L マリ Mali, M IR モーリタニア Mauritania, N I E ad, T G トーゴー Togo, 及びアフリカ知的所有複機機のメンバー国 る場合には点線上に記載する)
iissi	2 ريارا	科学科	午 (他の種類の保護又は取扱いを求める場合には点線上に記載する)	)	
. —	_		アルバニア Albania		L R VKV7 Liberia
	] 🛆	M	アルメニア Armenin		I_ S レソト Lesotho
			オーストリア Austria		I_ T リトアニア Lithuania
	_		オーストラリア Australia		L U ルクセンブルグ Luxembourg
<u> </u>	-		アゼルバイジャン Azerbaijan		I V ラトヴィア Latvia
L	IB	A	ボスニア・ヘルツェゴヴィナ Bosnia and Herzegovina		M ID モルドヴァ Republic of Moldova
	_				MG マグガスカル Madagascar
			バルバドス Barbados		【 M M マケドニア旧ニーゴースラヴィア共和国 The former Yagoslav Republic of Macodoni
<u> </u>			ブルガリア Bulgaria		
<u> </u>			ブラジル Brazil		M M モンゴル Mongolia
	_		ベラルーシ Belarus		MW マラウイ dalawi
	_		カナダ Cunada	=	M X メキシコ Mexico
_		: I-I	and L I スイス及びリヒテンシュタイン Switzerland and Liechtenstein	$\sqsubseteq$	NO ノールウェー Norway
	<u> </u>				N Z ニュー・ジーランド New Zouland
			中国 China		P L ポーランド Poland
<u> </u>		U	キューバ Cuba		1> T ポルトガル Portugal
		Z	チェッコ Czech Republic		R O ルーマニア Romania
			ドイツ Germany		R U ロシア Russian Federation
<u> </u>			デンマーク Denmark		S D スーダン Sudan
=		E	ニストニア Estonia		SE スウェーデン Sweden
=			スペイン Spain	Y	S G シンガポール Singapore
			フィンランド Finland	$\vdash$	S I スコヴェニア Slovenia
<u> </u>			英国 United Kingdom		SK スロヴァキア Slovakia
<u> </u>	•		グレナダ Grenada	닏	S L シニラ・レオーネ Sierra Leone
-			グルジア Georgia	<u> </u>	T J タジキスタン Tajikistan
<u> </u>			ガーナ Chana	=	TM トルクメニスタン Turkmenistan
			ガンピア Gambia	픧	TR h/l= Turkey
_			クロアチア Croatia		TITTIT トリニダッド・トバゴ Trinidud and Tobago
<u></u>			ハンガリー (lungary		U A ウクライナ Ukraine
			インドキシア Indonesia		U G ウガンダ Uganda
			イスラエル [srae]		
=			インド India		
<u> </u>			アイスランド (colund	<u></u>	U Z ウズベキスタン Uzbekistan
<u> </u>			月本 Japun	$\vdash$	V N 7(=>+4 Viot Nam
<u> </u>	~~	<u>∵</u>	HIP Kenya	=	YU =-==-RFfrF Yugustaviq
=		ن	キシギス Xyrgycatun	<u> </u>	Z W ジンパブニ Zimnab∗e
$\equiv$			上旬游 Democratic People's Republic of Morea		正は、この確定の進行後に特許強(決会の報告過ぎなって温を増進)は、
<u> </u>		١<	準度 Republic of Korez	15) A\$ \$	掛のために、 する ためいもいでする
=			サープフスタン Magakhatan	=	
<u> </u>			マンド・レジア Saint Locia		
	I	$\sim$	スプトデンセ Sei Linku	<u> </u>	

・推定の確認の定宜:出額人は、比較の指定に加えて、見期(4、5)5、内側でに進わる、特別語の決例してでなれられる道。 全てしる、指定をデーされて、こことは「単いを強く着の異常を担証調にしてはな、特別がら降かれる。出額人は、これらの追加される特定が確認で決定として、おこと、加いに会社があり、そとか起立であって、当にも、複数があるれた。特定は、これが明ら確定時に、計額人によって成り下でしたという中心のおおことを選ぶでき、「一様されば如いはないからから」」「「そのでは必な」ではないであることを選ぶできませない。 のながと指定する形式が確認するないではなるので、この確認は、新日日から、まず以外に反應はでい過去しまさればない。

#### 主国育己相関 この過記欄を使用しないときは、この用紙を模容に含めないこと。

1. 全ての情報を該当する欄の中に記載できないとき。

この場合は、「南何陽・・・・の観さ」(開送身を表示する)と要示し、超級できない調の指示と同じ方法で情報を記載する。: 部に、

(1) 出願人又は発明者として3人以上いる場合で、「続葉」を使用できないとき。。

この場合は、「第四個の続き」と支示し、第四段で求められている同じ情報を、それぞれの者について記載する。

(ii) 第11個又は第11個の枠の中で、「追記欄に記載した指定図」にシ印を付しているとき。

・この場合は、「第11個の続き」、「第11個の続き」又は「第11個及び第11個の続き」と記載し、接当する出額人の氏名(名称)を表示し、それぞれの氏名 (名称) の次にその者が出額人となる指定国(広場特許の場合は、ARIPO特許・ユーラシア特許・ヨーコッパ 特許・OAPI特許)を記載する。

(111) 第11個又は第11個の許の中で、発明者又は発明者及び出版人である者が、すべての指定国のための又は米国のための発明者ではないとき。

この場合は、「第11個の続き」、「第11個の続き」又は「第11個及び第11個の続き」と記載し、製当する差明者の氏名を表示し、その者が差明者である指定国(広城特許の場合は、ARIPO特許・ユーラシア特許・ヨーコッパ特許・OAPI特許)を記載する。

(iv) 第IV欄に示す代理人以外に代理人がいるとき。

この場合は、「第Ⅳ欄の説き」と表示し、第Ⅳ欄で求められている同じ情報を、それぞれの代理人について記載する。

(y) 新V欄において指定国又はOAP [ 特許が、「追加特許」又は「追加証」を伴うとき、又は、米個が「雑誌」又は「一部雑誌」を伴うとき。

この場合は、「第V個の就き」及び設当するそれぞれの指定国又はOAP「特許を表示し、それぞれの指定国又はOAP「特許の後に、原特許又は原出額の番号及び特許付与日又は原出額日を記載する。

(vi) 第VI間において優先権を主張する先の出額が4件以上あるとき。

この場合は、「第7個の続き」と表示し、第7個で求められている同じ情報を、それぞれの先の出願について記載する。

(vii) 第VI欄において先の出願がARIPOの特許出願であるとき。

この場合は、「第VI間の続き」と表示し、その先の出願に対応する項目の番号を特定して、更に、その先の出願を行った工業所有権の保護のためのバリ条約同盟国の少なくとも1ヶ国を表示する。

2. 出類人が、第V欄における確認の相定の宣言に関し、その宣言からいずれかの国を除くことを希望するとき。

この場合は、「確認の指定の宣言から、以下の指定国を除く」と記載し、除かれる国名又は2文字の国ニードを表示する。

3. 出類人が、指定官庁について不利にならない期示又は新規性の喪失についての例外に関する国内法の適用を請求するとき。

この場合は、「不利にならない明示又は新規性喪失の例外に関する願述」と表示し、以下にその内容を記述する。

#### 第Ⅳ欄の続き

#### 氏名(名称)及びあて名:

電話番号:

03-3561-2211

〒104-0061 日本国東京都中央区銀座2丁目8番9号 ファクシミリ番号:

木挽館銀座ビル

03-3561-1546

Kobikikan Ginza Bldg.

8-9, Ginza 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061 JAPAN

343 人1 4例	優先相	主羽獎		他の優先権の主張(先の)	<b>山類)が追記欄に</b>	記扱されている	
先の出	瀬日	先の出題	番号			先の出額	
(日. 月	· <i>¥)</i>			国内出版: 国	名 広海	出演 : *広域官庁名	迴際出額 : 曼理實理者
(1)							
(2)							
(3)							
事務局へ近	<b>送付することを、</b>	受理官庁(日本日	国特許庁の長	出される受理官庁に対して は、出願費類の認証謄本を 官)に対して錯求している	, : <u> </u>		
		時許出額である場合 O (b) (i i))。 追記		先の出類を行った工業所有	権の保護のため	のバリ条約同盟国の少な	くとも1ヶ国を追記欄に表示しな
第 VII 相關	[選] [終] [選]	<b>並機関</b>					
三	所後関 (	ISA)	沙選択	グモ OD 割組 改正糸占 男 国際調査機関によって既			間金町の入民会(先の調査が
				出類日 (日. 月.	年)	出願番号	国名(又は広域官庁)
T S	SA/J	P					
夠 VIII 相對	照合欄	; 出頭の	言語				
この国際出願の月	紙の枚数は次の	 )とおりである。	この国	原出願には、以下にチェッ	クした事類が添ん	けされている。	
領当・・・	· · · · · · · · ·	. 5	枚 1. [	手数料計算用紙	5.	優先福雪類 (上	記第VI欄の( )の番号を記載する
明細書(配列製	支を除く)・・・	. 22	技	<ul><li>■ 納付する手数料に相当</li><li>□ 印紙を貼付した書面</li></ul>	する特許	:	
請求の範囲		. 3	波   戸	国際事務局の口座への		国際出類の翻訳	文(翻訳に使用した言語名を記載
	<i></i>		故 2. 「	→ 証明する書面  ✓ 別個の記名押印された。	<b>委任状</b> 7.	→ る): → お託した微生物)	又は他の生物材料に関する雰面
図面・・・・		•	数 3. 厂	包括委任状の等し	8.		
	ŧ	3	数 4. 厂	記名押印(署名)の説			tアミノ酸配列設 (ィスク) を詳細に記載する)
		34		<b></b>		; ′	
要約費とともに扱	合計			國際出顧の使用貫語名:	日本語	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
第 IX Mi	提出省 0	の記名押目	<u></u>				
 各人の氏名(名長	************************************	一の次に押印する。		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		,					
小	川順	Ξ :					
		7					
: ・ 国際出願とし	て提出された苺	類の実際の受理の	9	- 受理官庁記	入樹 —		2. 図面
3. 国際出籍とし	て進出された音	類を補充する皆類	スは図面であ	)ot			一
その後期間内	!に提出されたら	のの実際の受理の	月(新蓮月)				□
4. 特許協力条約	第11条(2)に	基づく必要な舗先	の期間内の要	±埋の目	-		
- 11/25 t +	Andrea and an area	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Pid tre =	Tible of the first	2 Total 18 15 19 100 1 1	<del></del> :
5. 出瀬八により 国際朝隆機関		ISA/	/ J P	13.1	■最終液性・1につ 月写しを送付して	き、国際調査機関に いない	:
				国際事務問	己ノ(相関 一		
B 製原はの受難の	: 3						
¥≭207, RC		<b>後月頃) ・1 3</b>	93年7月:	再成1399年1月,			

#### 明細書

セラミックヒーターおよびその製造方法、発熱体用導電ペースト

#### 5 技術分野

本発明は、主に半導体産業において用いられる乾燥用セラミックヒーターに 関し、特に、温度制御しやすく、薄くで軽いセラミックヒーター及びその製造 方法と、該ヒーターの発熱体を形成するために用いられる導電ペーストに関す る。

10

15

#### 背景技術

代表的な半導体製品は、例えば、シリコンウェハー上にエッチングレジスト (感光性樹脂)を塗布したのちエッチングすることにより製造している。この場合、シリコンウェハー表面に塗布された感光性樹脂は、塗布後に乾燥しなければならない。乾燥の方法としては、前記樹脂が塗布されたシリコンウェハーをヒーター上に載置して加熱することが一般的である。

このようなヒーターとしては、従来、アルミニウム製基板の裏面に発熱体を取付けたものが代表的である。ところが、このような金属製のヒーターは次のような問題があった。

- 20 即ち、ヒーター本体である基板が金属製であるため、厚みを15mm程度と厚くしなければならない。なぜなら、薄い金属板では、加熱に起因する熱膨張により、そり、歪みが発生してしまい、金属板上に載置されるウェハーが破損したり傾いたりしてしてしまうからである。そのため、従来の金属製ヒーターは重量が大きく、かさばるという問題があった。
- 25 また、ヒーターによるシリコンウェハーの加熱は、発熱体に印加する電圧や 電流を調節することにより、基板の温度を制御して行われる。しかし、この方 法は、金属板が厚いために、電圧や電流の変化に対してヒーター基板の温度が

迅速に追従せず、温度制御特性が悪いという問題があった。

本発明の主たる目的は、温度制御しやすく、薄くて軽いヒーター及びその製造方法を提供することにある。

本発明の他の目的は、発熱特性に優れる発熱体用導電ペーストを提供することにある。

#### 発明の開示

5

15

従来技術が抱えている上記課題について検討した結果、発明者らは、ヒーター用基板として、アルミニウムなどの金属に代えて熱伝導性に優れたセラミック,とくに窒化物セラミックまたは炭化物セラミックを用いることに着目した。こうしたセラミック基板は、薄くしてもそりや歪みが発生せず、また、温度制御が迅速、容易にでき、とくに発熱体に印加する電圧や電流を変化させて温度制御するときの応答性に優れるという事実を知見した。

また、発明者らは、金属粒子を含む導電ペーストは、一般に、窒化物セラミックや炭化物セラミックとは密着しにくい性質があるが、その導電ペーストに 金属酸化物を加えると、金属粒子の焼結を通じてその密着性が改善されるとい う事実を知見した。

このような知見の下に開発した本発明の要旨構成は次とおりである。

- 1. 本発明は、窒化物セラミックまたは炭化物セラミックからなるセラミッ 20 ク基板の表面に、発熱体を配設してなるセラミックヒーターである。
  - 2. 前記発熱体は、一部がセラミック基板中に埋設された状態に配設することが好ましい。
    - 3. 前記発熱体は、金属粒子の焼結体からなることが好ましい。
- 4. 前記発熱体は、金属粒子と、酸化鉛、酸化亜鉛、酸化珪素、酸化ホウ素、 25 酸化アルミニウム、酸化イットリウム及び酸化チタンから選ばれるいずれか1 種以上の金属酸化物と、からなることが好ましい。
  - 5. 前記金属粒子は、貴金属、鉛、タングステン、モリブデンおよびニッケ

ルから選ばれるいずれか1種以上を用いることが好ましい。

5

15

25

6. 前記発熱体は、その表面が、非酸化性の金属層で被覆されていることが 好ましい。

- 7. 前記発熱体は、断面アスペクト比(発熱体の幅/発熱体の厚さ)が、10~10000 の断面形状のものであることが好ましい。
- 8. 前記室化物セラミックまたは炭化物セラミックからなるセラミック基板の内部に、断面アスペクト比(発熱体の幅/発熱体の厚さ)が10~10000 である扁平形状の発熱体を配設することを特徴とする。
- 9. 本発明は、窒化物セラミックまたは炭化物セラミックからなるセラミック基板の内部に、扁平形状の発熱体を配設すると共に、その発熱体の配設位置を、基板の中心から厚さ方向に偏芯した位置に配設し、かつその発熱体からは遠い側の面を加熱面としたことを特徴とするセラミックヒーターである。このヒーターもまた、発熱体は上記2~8の構成を具えることが好ましい。
  - 10. 前記発熱体は、金属粒子または導電性セラミックスの焼結体からなることが好ましい。
    - 11. 前記発熱体は、タングステン、モリブデン、タングステンカーバイド、モリブデンカーバイドであることが好ましい。
    - 12. 前記発熱体の偏芯程度は、基板の加熱面から50%を越え、100%未 満までの位置であることが好ましい。
- 20 1 3. 前記発熱体の断面アスペクト比(発熱体の幅/発熱体の厚さ)は10~ 10000であることが好ましい。
  - 14. 本発明はまた、少なくとも以下の①~③の工程を含むことを特徴とするセラミックヒーターの製造方法を提案する。
  - ① 窒化物セラミック粉末または炭化物セラミック粉末を焼結して窒化物セラミックまたは炭化物セラミックからなる基板を成形する工程。
    - ② 前記基板上に導電ペーストを印刷する工程。
    - ③ 導電ペーストを加熱して焼結させ、上記セラミック基板表面に発熱体を形

成する工程。

5

15. 前記工程③の後工程として、得られた発熱体表面に非酸化性金属をめっきして金属被覆層を形成する工程を採用することが好ましい。

340

- 16. 前記工程②で用いる導電ペーストは、金属粒子と金属酸化物との混合物のペーストを用いることが好ましい。
- 17. 本発明はまた、少なくとも以下の①~④の工程を含むことを特徴とするセラミックヒーターの製造方法を提案する。
- ① 窒化物セラミック粉末または炭化物セラミック粉末を成形して窒化物セラミックまたは炭化物セラミックのグリーンシートを得る工程。
- 10 ② 前記室化物セラミックまたは炭化物セラミックのグリーンシートの表面に、 金属粒子単独または金属酸化物との混合物からなる導電ペーストを印刷する工程。
  - ③ 前記導電ペースト印刷済みグリーンシートと、工程①と同様に処理して得られた他のグリーンシートとを1枚以上を積層する工程。
- 15 ④ 加熱加圧してグリーンシートおよび導電ペーストを焼結する工程。
  - 18. 工程②で得られた導電ペースト印刷済みグリーンシートの上側および 下側に、工程①と同様の処理によって得られたグリーンシートを積層するに当 たって、上側と下側のグリーンシートの枚数の比率を1/1から1/99の範 囲で調節することが好ましい。
- 20 19. 本発明はまた、金属粒子および金属酸化物からなるセラミックヒータ - 発熱体用導電ペーストを提案する。
  - 20. 前記金属粒子は、貴金属または鉛、タングステン、モリブデンおよびニッケルから選ばれる1種以上のものを用いることが好ましい。
- 21. 前記金属酸化物は、酸化鉛、酸化亜鉛、酸化けい素、酸化ホウ素、酸 25 化アルミニウム、酸化イットリウム、酸化チタンから選ばれるいずれか1種以 上からなるものを用いることが好ましい。
  - 2 2. 前記導電ペーストは、金属粒子に対して0.1 wt%超~1 0 wt%未満の

金属酸化物を混合してなるペーストを用いることが好ましい。

- 2 3. 前記金属粒子の平均粒子径は、 $0.1 \sim 100~\mu$ mの大きさであることが好ましい。
- 24. 前記金属粒子は、リン片状粒子、もしくは、球状粒子とリン片状粒子 との混合物であることが好ましい。

#### 図面の簡単な説明

第1図は、本発明のセラミックヒーターの平面図、

第2回は、本発明のセラミックヒーターの使用状態を示す断面図、

10 第3図は、本発明のセラミックヒーターの製造方法を説明する図、

第4図は、スルーホール用孔に端子ピンを接続するもようを示す説明図、

第5図は、本発明のセラミックヒーターの他の製造例を示す説明図、

第6図は、本発明のセラミックヒーターのさらに他の製造例を示す説明図である。

15

20

#### 発明を実施するための最良の形態

本発明のセラミックヒーターは、絶縁性の窒化物セラミックまたは炭化物セラミックからなるセラミック基板を用い、このセラミック基板の一方の面に発熱体を印刷形成し、他の面の上にシリコンウェハなどの半導体製品を載置して加熱する加熱面としたものである。

本発明のセラミックヒータはまた、扁平な断面形状を有する発熱体を、セラミック基板の内部に配設(挟持)したものであってもよく、この場合、該発熱体は、中心から基板の厚さ方向に偏芯させて配設し、かつその発熱体から遠い方の面を加熱面としたものであってもよい。

25 上記基板を構成する窒化物セラミックまたは炭化物セラミックは、熱膨張係数が金属より小さく、薄くしても、加熱により、反ったり、歪んだりしない特徴がある。そのため、ヒーターの基板を薄くて軽いものとすることができる。

また、このようなセラミック基板は、熱伝導率が高く、しかも薄いために該 基板の表面温度が、発熱体の温度変化に対して迅速に追従するという特徴があ る。即ち、電圧、電流を変えて発熱体の温度を変化させる際に、その変化にセ ラミック基板の表面温度も速やかに追随して変動するという特徴がある。

しかも、本発明のセラミックヒーターは、発熱体配設側とは反対側を加熱面とすること、もしくは基板の中心から厚さ方向に偏芯させて配設される、扁平形状の発熱体から遠い側を、加熱面とすることにより、熱の伝搬が該基板全体に均一にかつ速やかに拡散するため、加熱面に発熱体のパターンに限られた温度分布が発生するのを抑制することができ、ひいては加熱温度の分布を均一なものとすることができる。

5

10

15

20

なお、この点に関し、例えばUSP5643483号明細書では、石英基板の一方の面を粗化し、ここに白金ーパラジウムペーストで発熱体を設け、発熱体の反対側面にウェハを載置して加熱する技術が開示されている。また、USP5668524号明細書では、ヒータを埋設したチャック付きセラミックヒータを開示している。さらに、USP5566043号明細書では、窒化ホウ素基板表面に熱分解グラファイトの発熱体を設けたヒーターをそれぞれ開示している。

しかしながら、前記USP5643483号明細書では石英基板を使用し、 また白金ーパラジウムペーストで発熱体を設けており、本発明のように酸化物 を混合していないため、粗化しなければ発熱体を形成できない。

また、USP5668524号明細書では、発熱体を偏芯させておらず、また、アスペクト比など具体的な形状を開示していない。このため、加熱面の温度均一性に劣る。

さらに、USP5566043号明細書では、熱分解グラファイトの発熱体 25 を使用しているため、空気中で500℃以上に加熱すると発熱体自体が焼失し てしまい、使用温度域が限定される。

このように、これらの技術は、本発明とは全く異なるのである。

前記セラミック基板は、 $0.5 \sim 5 \,\mathrm{mm}$ 程度の厚さのものがよい。その理由は、 薄すぎると破損しやすくなるからである。

かかるセラミック基板の素材である窒化物セラミックとしては、金属窒化物セラミック、例えば、窒化アルミニウム、窒化ケイ素、窒化ホウ素、窒化チタンなどから選ばれるいずれか1種以上を使用することが望ましい。一方、炭化物セラミックとしては、金属炭化物セラミック、例えば、炭化けい素、炭化ジルコニウム、炭化チタン、炭化タンタル、炭化タングステンなどから選ばれるいずれか1種以上を使用することが望ましい。ただし、これらのセラミックの中でも窒化アルミニウムが好適である。その理由は、窒化アルミニウムの熱伝導率は180W/m・Kと最も高いからである。

5

10

15

20

25

また、かかるセラミック基板に配設される発熱体は、導電ペースト中の金属 粒子や金属酸化物粒子を焼結して形成される。このように前記各粒子を加熱焼 成により、セラミック基板表面に焼き付けることができるからである。なお、 この焼結処理は、金属粒子どうしあるいは金属粒子と前記セラミックが互いに 融着する程度とする。

次に、前記発熱体 2 は、図 1 に示すように、セラミック基板 1 全体の温度を均一に昇温する必要があることから、同心円状に配設したパターンがよい。パターン形成した該発熱体 2 の厚さは、 $1\sim5$  0  $\mu$ m程度が望ましいが、該基板 1 の表面に発熱体 2 を形成する場合は、 $1\sim1$  0  $\mu$ mが好ましい。一方、該基板 1 の内部に該発熱体 2 を形成する場合は、 $1\sim5$  0  $\mu$ mの厚さにすることが好ましい。

また、この発熱体の幅は、 $0.1 \sim 2.0 \text{ mm程度とすることが望ましいが、基板1の表面に発熱体2を形成する場合は、}0.1 \sim 5 \text{ mm、基板1の内部に該発熱体2を形成する場合は、}1 \sim 2.0 \text{ mm程度とすることが好ましい。}これらの範囲に限定する理由は、一般に、発熱体2の厚さおよび幅を変えることにより抵抗値を変化させることができるが、上記範囲が発熱体の温度制御に対して最も効果的だからである。なお、発熱体2の抵抗値は、薄くかつ細くなるほど大$ 

きくなる。

5

10

15

20

25

また、この発熱体 2 は、基板 1 の内部に形成した場合の方が、厚み、幅とも大きくすることができる。この理由は、発熱体 2 を内部に設けると、加熱面と発熱体との距離が短くなり、セラミック基板 1 の加熱表面の温度均一性が低下するため、加熱面を均一に加熱するには、該発熱体 2 自体の幅を広げる必要が生じる。一方で、内部に発熱体を設ける場合、基板の窒化物セラミック等との密着性を考慮する必要性がなくなるため、タングステンやモリブデンなどの高融点金属、タングステンやモリブデンなどの炭化物を使用することができ、ひいては抵抗値を高くすることが可能となる。その結果として、断線等を防止する目的で発熱体の厚みを厚くすることができるのである。

この発熱体は、一般には断面が方形あるいは楕円形であって、好ましくは扁平な形状であることが望ましい。とくに、セラミック基板1の内部に発熱体を設ける場合は、扁平であることが必須となる。その理由は、断面が扁平な形状の方が加熱面に向かって放熱しやすいため、加熱面に温度分布ができにくいからである。

かかる発熱体2の断面のアスペクト比(発熱体の幅/発熱体の厚さ)は、10~10000程度であることが望ましく、50~5000が好ましい。この範囲内に調整すると、発熱体2の抵抗値を大きくすることができると同時に、加熱面の温度分布の均一性を確保することができるからである。

セラミック基板1の表面もしくは内部に配設した発熱体2のパターンの厚さが一定の場合、アスペクト比が小さいと、基板の加熱面方向への熱の伝達量が小さくなり、加熱面には発熱体パターンと同じような熱分布になってしまう。逆に、アスペクト比が大きすぎると発熱体パターン中央の直上部分が高温となってしまい、結局、加熱面には発熱体パターンと同じような熱分布が形成される。このような温度分布を考慮すると、発熱体2の断面のアスペクト比(発熱体の幅/発熱体の厚さ)は、10~10000の範囲内とすることが望ましい。

それは、発熱体2のアスペクト比を50~5000とすることにより、熱衝撃によ

るクラックや剝離が発生しにくくなるからである。

5

10

15

20

なお、前記発熱体 2 は、セラミック基板 1 の内部に形成した場合の方が、アスペクト比を大きくすることができるが、この発熱体 2 を内部に設けた場合、加熱面と発熱体との距離が短くなり、表面の温度均一性が低下するため、発熱体自体は扁平形状にする必要がある。

本発明においては、発熱体2をセラミック基板1の内部に配設する場合、この発熱体の厚み方向の配設位置を偏芯させて配設することができるが、その偏芯の程度は、基板の一方の面(加熱面)から50%越え~100%未満までの位置とすることが望ましい。その理由は、加熱面の温度分布を防止し、かつセラミック基板のそりの発生を抑制できるからである。好ましくは55~95%である。

なお、この発熱体 2 をセラミック基板 1 の内部に形成する場合は、発熱体を 形成層を複数段に分けてもよい。この場合は、各層のパターンは相互に補完す るように形成し、加熱面からみるとどこかの層で完全なパターンが形成された 状態にすることが望ましい。例えば、上層と下層とで互いに千鳥模様に配置し て全体として完全なパターンとなるようにした構造である。

なお、発熱体 2 は、セラミック基板 1 の表面に配設する場合は、この発熱体の一部(底部)がセラミックス基板中に埋設された状態に配設することが望ましい。発熱体をこのように配設すると、発熱体の抵抗制御の改善とセラミックス基材との密着性の改善を同時に実現できるからである。

次に、セラミック基板に、前記発熱体を形成するために用いられる導電ペーストについて説明する。この導電ペーストは、導電性を確保するための金属粒子、または導電性セラミックの他、樹脂、溶剤、増粘剤などを混合したものが一般的である。

25 金属粒子としては、貴金属(金、銀、白金、パラジウム)、鉛、タングステン、モリブデン、ニッケルから選ばれるいずれか1種以上のものが用いられる。 これらの金属は比較的酸化しにくく、発熱するに十分な抵抗を示すからである。

一方、導電性セラミックとしては、タングステンやモリブデンの炭化物などか ら選ばれるいずれか1種以上のものが使用できる。

これら金属粒子あるいは導電性セラミックは、粒径が 0.1~100 µmの大きさにすることが望ましい。微細すぎると酸化しやすく、一方、大きすぎると焼結しにくくなり、抵抗値が大きくなるからである。

5

15

20

25

前記金属粒子は、球状、リン片状、もしくは球状とリン片状の混合物を使用することができる。とくに、形状がリン片状の場合は、金属粒子の間に後述する金属酸化物を保持しやすくなり、発熱体と窒化物セラミック等との密着性が向上するからである。

10 なお、かかる導電ペーストに用いられる樹脂としては、エポキシ樹脂、フェノール樹脂などが好適である。溶剤としては、イソプロピルアルコールなどが使用できる。増粘剤としては、セルロースなどが使用できる。

前記導電ペーストにはまた、金属粒子に加えて、さらに金属酸化物を含有させて、発熱体を金属粒子と金属酸化物との混合物焼結体とすることが有効である。即ち、窒化物セラミックまたは炭化物セラミックと金属粒子との間に金属酸化物が介在すると、これらの密着性を向上させることができる。このように密着性が改善される理由は明確ではないが、金属粒子表面および窒化物セラミックまたは炭化物セラミックの表面はわずかに酸化膜が存在しているが、この酸化膜が金属酸化物に対して親和性を示して容易に一体化し、その結果、金属粒子と窒化物セラミックまたは炭化物セラミックが該酸化物を介して密着するのではないかと推定される。

かかる金属酸化物としては、酸化鉛、酸化亜鉛、酸化けい素、酸化ホウ素、酸化アルミニウム、酸化イットリウム、酸化チタンから選ばれるいずれか1種以上を用いる。これらの酸化物は、発熱体の抵抗値を大きくすることなく、金属粒子と窒化物セラミックまたは炭化物セラミックとの密着性を改善できるからである。

前記金属酸化物の添加量は、金属粒子に対して 0.1~10 wt %未満である

ことが望ましい。この理由は、0.1 wt%未満では添加の効果がなく、一方で10 wt%以上だと、発熱体2の抵抗値が大きくなりすぎるからである。

なお、これらの金属酸化物の混合割合は、金属酸化物の全量を100 wt%とした場合に、酸化鉛が $1\sim 1 \text{ 0 wt}\%$ 、酸化けい素が $1\sim 3 \text{ 0 wt}\%$ 、酸化ホウ素が $5\sim 5 \text{ 0 wt}\%$ 、酸化亜鉛が $2 \text{ 0}\sim 7 \text{ 0 wt}\%$ 、酸化アルミニウムが $1\sim 1 \text{ 0 wt}\%$ 、酸化イットリウムが $1\sim 5 \text{ 0 wt}\%$ 、酸化チタンが $1\sim 5 \text{ 0 wt}\%$ の範囲で、その合計が1 0 0 wt%を越えないように調整されることが望ましい。これらの範囲は特に金属粒子と窒化物セラミックとの密着性を改善する上で効果的である。

5

20

25

このように、金属酸化物の添加量を金属粒子に対して $0.1\sim10$ wt%未満の範囲に調整すると、発熱体の面積抵抗率は $1\sim45$ m $\Omega/\square$ とすることができる。この面積抵抗率が大きくなりすぎると、印加電圧に対して発熱量が大きくなりすぎて、セラミック基板の表面に発熱体を配設したケースでは、制御がしにくくなる。なお、金属酸化物の量が10wt%以上になると、面積抵抗率は50m $\Omega/\square$ を越えてしまい、発熱量が大きくなりすぎて温度制御が困難となり、ヒーターの温度分布の均一性が低下する。

なお、従来は、面積抵抗率が $50m\Omega/\Box$ 以上でなければヒータ用抵抗体として不向きであると考えられてきたが(特開平4-300249号)、本発明では逆に、面積抵抗率を $45m\Omega/\Box$ 以下にして、温度制御をしやすくして温度分布の均一性を確保するようにしたのである。

本願発明の他の実施形態としては、発熱体の表面を金属層で被覆することが望ましい。上述したように、発熱体は、金属粒子の焼結体であるから、これが空気中に露出していると酸化しやすく抵抗値が変化してしまう。そこで、金属粒子焼結体の表面を金属層で被覆することにより、酸化を防止することとしたのである。その金属層の厚さは、0.1~10μm程度が望ましい。それは、発熱体の抵抗値を変化させることなく、発熱体の酸化を防止できる範囲だからである。

金属粒子焼結体表面に被覆される金属は、非酸化性の金属であればよい。例

えば、金、銀、パラジウム、白金、ニッケルから選ばれるいずれか1種以上のものがよい。なかでもニッケルは好適である。この理由は、一般に発熱体には電源と接続するための端子が必要であり、この端子ははんだを介して発熱体に取付けられているが、いわゆるニッケルははんだの熱拡散を防止する作用をもつからである。その接続端子としては、コバール製の端子ピンを使用することができる。

ただし、発熱体がセラミック基板の内部に配設される場合は、発熱体表面が 酸化されることがないため、被覆は不要である。

前記はんだは、銀一鉛、鉛ースズ、ビスマスースズなどのはんだ合金を使用 10 することができ、そのはんだ層の厚さは、 $0.1 \sim 50~\mu \text{m}$ が、はんだによる接続を確保するに充分な範囲である。

15

本発明では、必要に応じ、図5(d)に示すように、セラミック基板1中に熱電対61を埋め込んでおくこともできる。この熱電対61により該セラミック基板1の温度を測定し、そのデータをもとに電圧、電流を調節し、セラミック基板1の加熱面の温度を容易にかつ正確に制御することができるようになる。

図2は、本発明セラミックヒーターの使用状態を示す部分断面図である。図示の符号3は端子ピン、4は金属(Ag-Pb)粒子焼結体、5は金属(Ni)被覆層であり、この4および5で発熱体2を構成している。そして6ははんだ層であり、このはんだ層を介して前記端子ピン3が取付けられる。

20 また、かかるセラミック基板1には貫通孔8を複数個設け、その貫通孔8には半導体ウェハーの支持ピン?を挿入し、セラミック基板1上に突出する前記ピン?の頂部に、半導体ウェハー9を、隣接もしくは若干の間隙を介して取付ける。なお、この場合、半導体ウェハー9を図示しない搬送機に受け渡したり、搬送機から半導体ウェハー9を受け取ったりするときには、前記支持ピン?を昇降させることにより行う。

次に、本発明にかかるセラミックヒーターの製造方法について説明する。 A. セラミック基板の表面に発熱体を形成する場合(図2)

			·	· ,	p.	•	,
					,		
•							
					,		

(1) 絶縁性の窒化物セラミックまたは絶縁性の炭化物セラミックの粉体を焼結して窒化物セラミックまたは炭化物セラミックからなる板状体(セラミック 基板)を形成する工程。

この工程では、前述した窒化アルミニウムなどの窒化物セラミックまたは炭化けい素などの炭化物セラミックの粉体、さらに必要に応じて、イットリアなどの焼結助剤やバインダーからなる混合粉末を、スプレードライ法などの方法によって顆粒状にし、得られたこの顆粒を金型などに入れて加圧することにより、板状に成形して生成形体とする。

5

10

20

望ましい。

上記生成形体には、必要に応じて、半導体ウェハーの支持ピン?を挿入する ための貫通孔8や熱電対61を埋め込む凹部62を設けておく。

次に、この生成形体を加熱焼成して焼結し、セラミック製の板状体を製造する。加熱焼成の際、加圧することにより気孔のないヒーター用セラミック基板を製造する。加熱焼成は、焼結温度以上であればよいが、窒化物セラミックまたは炭化物セラミックでは、1000~2500でが好適である。

15 (2) 上記(1) 工程で得られたセラミック製の板状体(ヒーター板, 即ちセラミック基板) の表面に、金属粒子を含む導電ペーストを印刷して金属粒子層 4 を形成する工程。

この工程では、金属粒子、樹脂、溶剤からなる粘度の高い流動性を有する導電ペーストを、スクリーン印刷などの方法により所要の位置に印刷する。導電ペーストを印刷により塗布して金属粒子層 4 を形成する理由は、セラミック基板全体を均一な温度に加熱するための発熱体 2 を形成するためには、図1に示すような同心円からなるパターンを正確に形成することが望ましいからである。また、発熱体の断面形状は方形を基本として、扁平な断面形状とすることが

25 (3) セラミック基板上に印刷して形成した金属粒子層を加熱焼結して、セラミック基板1の表面に発熱体2を形成する工程。

導電ペーストを印刷して形成される金属粒子層を加熱焼成して、樹脂、溶剤

を除去するとともに、金属粒子を焼結(加熱焼成温度は、500~1000℃)させる。この点に関し、例えば、導電ペースト中に金属酸化物を添加したりしておくと、金属粒子、セラミック製の板状体および金属酸化物が焼結して一体化するため、発熱体とセラミック製の板状体との密着性が向上する。

- 5 (4) さらに、必要に応じ、前記金属粒子層 4 の表面に、金属被覆層 5 を被成してもよい。この処理は、電解めっき、無電解めっき、スパッタリングにより行うことができるが、量産性を考慮すると無電解めっきが最適である。
  - (5) こうして得られた発熱体2のパターンの端部に、電源との接続のための 端子ピン3をはんだにて取りつける。
- 10 B. セラミック基板の内部に発熱体を設ける場合(図3)

15

(1) 窒化物セラミック、炭化物セラミックなどのセラミックの粉体を、バインダーおよび溶剤と混合してグリーンシート31を得る。

前述したセラミック粉体としては窒化アルミニウム、炭化けい素などを使用することができ、必要に応じて、酸化イットリウム(イットリア)などの焼結助剤などを加えてもよい。また、バインダとしては、アクリル系バインダ、エチルセルロース、ブチルセロソルブ、ポリビニラールから選ばれる少なくとも1種以上が望ましい。溶媒としては、 $\alpha$ ーテルピオーネ、グリコールから選ばれるいずれか1種以上を用いることが望ましい。

これらを混合して得られるペーストをドクターブレード法でシート状に成形 10 してグリーンシート31を製造する。得られたそのグリーンシートに、必要に 応じて、シリコンウェハーの支持ピン7を挿入するための貫通孔8や熱電対6 1を埋め込むための凹部62を設けておくことができる。前記貫通穴8や凹部 62は、パンチングなどの一にて形成する。

グリーンシートの厚さは、 $0.1 \sim 5$  mm程度がよい。

25 (2) 次に、グリーンシートに発熱体となる金属粒子層を印刷する。

発熱体となる金属粒子層4は、金属ペーストあるいは導電性セラミックを用いた導電性ペーストを印刷することにより形成する。

これらのペースト中には金属粒子あるいは導電性セラミック粒子が含まれており、このような金属粒子としてはタングステンまたはモリブデンが、また導電性セラミック粒子としてはタングステンまたはモリブデンの炭化物が最適である。酸化しにくく熱電導率の低下が少ないからである。

上記タングステンの粒子またはモリブデンの粒子の平均粒子径は  $0.1\sim5~\mu$  mがよい。大きすぎても小さすぎても導電ペーストの印刷が困難になるからである。 このような導電ペーストとしては、金属粒子または導電性セラミック粒子85~97重量部、アクリル系、エチルセルロース、ブチルセロソルブ、ポリビニラールから選ばれるいずれか1種以上のバインダー  $1.5\sim1~0$  重量部、 $\alpha$ -テルピオーネ、グリコールから選ばれる少なくとも1種以上の溶媒を  $1.5\sim1~0$  重量部混合して調製したタングステンペーストまたはモリブデンペーストが最適である。

5

10

- (3) 次に、(2) の発熱体 2 を印刷したグリーンシート 3 1 と、(1) 工程と同様の方法で得られた他のグリーンシート 3 1 とを 1 枚以上積層する。
- 図示例では、金属粒子層4の上面(加熱面側)に37枚、その反対側に17枚を積層接着したものである。即ち、積層する場合は、(2)の発熱体印刷グリーンシートの上側(加熱面側)に積層される(1)のグリーンシートの数を、下側に積層されるグリーンシートの数よりも多くして、発熱体2の形成位置を厚さ方向に偏芯させる。望ましくは、同じ厚さのグリーンシート数を積層して、上側と下側の構成の比率を1/1~1/99とする。具体的には、上側に20~50枚、下側に5~20枚を積層する。
  - (4) 加熱加圧してグリーンシートおよび導電ペーストを焼結する。加熱温度は1000~2000℃で、加圧は100~200kg/cm²で不活性ガス零開気下で行う。不活性ガスとしては、アルゴン、窒素などを使用できる。
- 25 最後に、端子ピン3取り付け部位に、はんだペーストを印刷した後、端子ピン3を乗せて、加熱してリフローすることによりこれを固定する。はんだペーストをリフローのための加熱温度は、 $200\sim500$ でが好適である。さらに、

必要に応じて熱電対を埋め込むことができる。

#### 実施例

10

25

(実施例1) 窒化アルミニウムセラミック基板製ヒーター

- 5 (1) 窒化アルミニウム粉末 (平均粒径 1.1μm) 100重量部、イットリア (平均粒径 0.4μm) 4重量部、アクリルバイダー12重量部およびアルコールからなる混合組成物を、スプレードライヤー法にて顆粒状粉末にした。
  - (2) 前記顆粒状粉末を金型に入れて、平板状に成形して生成形体を得た。生成形体をドリル加工して、半導体ウェハー支持ピンを挿入するための貫通孔8、熱電対を埋め込むための凹部(図示せず)を設けた。
  - (3) 生成形体を1800℃、圧力200 kg/cm² でホットプレスし、厚さ3mmの窒化アルミニウム板状体を得た。これを直径210 mmの円状に切り出してセラミック製の板状体(セラミック基板)1とした。
- (4)上記(3)で得たセラミック基板1に、スクリーン印刷にて導電ペーストを印刷した。印刷パターンは、図1に示すような同心円のパターンとした。 導電ペーストは、プリント配線板のスルーホール形成に使用されている徳力化学研究所製のソルベストPS603Dを使用した。この導電ペーストは、銀/鉛ペーストであり、酸化鉛、酸化亜鉛、シリカ、酸化ホウ素およびアルミナの混合物からなる金属酸化物(それぞれの重量比率は 5/55/10/25/10)を、
- 20 銀の量に対して7.5 wt%含むものである。なお、銀は、平均粒径4.5 μmでリン片状のものを用いた。
  - (5) 導電ペーストを印刷したセラミック基板を780 ℃で加熱焼成して、導電ペースト中の銀、鉛を焼結させるとともに、セラミック基板1に焼きつけた。銀ー鉛焼結体4によるパターンは、厚さが5  $\mu$  m、幅2.4 mmであり、面積抵抗率が7.7 m $\Omega$  /  $\square$ であった。
  - (6) 硫酸ニッケル80g/1、次亜リン酸ナトリウム24g/1、酢酸ナトリウム12g/1、ほう酸8g/1、塩化アンモニウム6g/1の濃度の水溶

液からなる無電解ニッケルめでき浴に、(5)のセラミック基板1を浸漬して、銀ー鉛の焼結体4の表面に厚さ1 $\mu$ mのニッケルの金属層5を析出させて発熱体2を形成した。

- (7)電源との接続を確保するための端子を取りつける部分に、スクリーン印刷1より、銀ー鉛はんだペーストを印刷してはんだ層(田中貴金属製)6を形成した。ついで、このはんだ層6の上にコバール製の端子ピン3を載置して、420℃で加熱リフローし、端子ピン3を発熱体2の表面に取りつけた。
  - (8) 温度制御のための熱電対 (図示しない) を埋め込み、ヒーター100を 得た (第1図、第2図)。
- 10 (実施例2) 炭化けい素セラミック基板製ヒーター

実施例 1 と基本的に同じ工程によるが、平均粒径  $1.0~\mu$  m の炭化けい素粉末を使用し、焼結温度を 1900 でとし、さらに表面を 1500 で 2 時間焼成して表面に厚さ  $1~\mu$  m を S i O 2 層を形成した。

#### (実施例3)

5

25

- 15 実施例1、2のヒーターについて、電圧、電流の変化に対するセラミック基板の加熱面の温度の追従性、発熱体2のプル強度について測定した。即ち、各ヒーターに電圧を印加したところ、実施例1のヒーターは0.5 秒で温度変化が見られ、また、実施例2のヒーターは2秒で温度変化が観察された。一方、発熱体2のプル強度については、実施例1のヒーターは、3.1 kg/mm²、実施例
- 20 2 OL 9 it,  $3 \text{ kg/mm}^2$  7 obs.

(実施例4) 発熱体を内部に形成したヒーター(図3、図5)

- (1) 窒化アルミニウム粉末(トクヤマ製、平均粒径1.1  $\mu$ m)100 重量部、イットリア(平均粒径0.4  $\mu$ m)4 重量部、アクリルバイダー 11.5 重量部、分散剤0.5 重量部および1ーブタノールおよびエタノールからなるアルコール 5 3 重量%を混合した混合組成物を、ドクターブレードで形成して厚さ 0.47  $\mu$ mmのグリーンシート 3 1 を得た。
  - (2) グリーンシート31を80℃で5時間乾燥させた後、パンテングにて直

径1.8 mm、3.0 mm、5.0 mmの半導体ウェハー支持ピン挿入用貫通孔、および発 熱体と端子ピンとを接続するためのスルーホール用孔38を設けた。

(3) 平均粒子径  $1 \mu m$ のタングステンカーバイド粒子100 重量部、アクリル系バインダ3.0 重量部、 $\alpha$ ーテルピオーネ溶媒を3.5 重量部、分散剤0.3 重量部を混合して導電性ペーストAとした。

5

25

また、平均粒子径  $3 \mu m$ のタングステン粒子100 重量部、アクリル系バインダ1.9 重量部、 $\alpha$ ーテルピオーネ溶媒を3.7 重量部、分散剤0.2 重量部を混合して導電性ペーストBとした。

上記導電性ペーストAをグリーンシート31にスクリーン印刷でパターンを 描いて印刷した。印刷パターンは図1のような同心円とした。また、端子ピン と接続するためのスルーホール用貫通孔38に、導電性ペーストBを充塡した。 さらに、上記導電ペーストAを印刷しないグリーンシート31を上側(加熱 面)に37枚、下側に17枚を積層し、130℃、80kg/cm²の圧力で合体さ せて積層体とした(図3)。

- 15 (4) 前記積層体を窒素ガス中で600 ℃で 5 時間脱脂し、1890℃、圧力150 kg /cm² で 3 時間ホットプレスし、厚さ 3 mmの窒化アルミニウム板状体を得た。 これを直径230 mmの円状に切り出して内部に厚さ 6 μm、幅 1 0 mmの発熱体を 有するセラミック基板 5 1 とした(図 5 (a))。
- (5) (4) で得たセラミック基板51を、ダイヤモンド砥石で研磨した後、20 マスクを載置し、ガラスビーズによるブラスト処理で熱電対収納用の孔62を設けた(図5(d))。
  - (6) さらに、スルーホール用孔 5 8 の表面の一部を切り拡げて図 4 に示すような凹部 4 8 を形成し、この凹部 4 8 にN i A u 合金からなる金ろうを供給し、次いで 7 0 0 ℃で加熱リフローしてコバール製の端子ピン 6 0 を接続した(図 5 (c))。

なお、端子ピン60の接続は、前記凹部48を利用して、端子ピン60が3 点で支持されるような構造にすることが接続信頼性を確保する上で望ましい。

(7) 温度制御のための複数の熱電対 6 1 を孔 6 2 内に埋め込み、セラミック ヒーターを得た(図 5 (d))。

(比較例1) アルミニウム板製ヒーター

発熱体としてシリコンゴムで挟持したニクロム線を用い、厚さ15mmのアルミニウム板とあて板を発熱体にて挟み、ボルトで固定してヒーターとした。そして、このヒーターに電圧を印加したところ、温度変化が見られるまで24秒を要した。

#### (比較例2) アルミナ製ヒーター

基本的には実施例 1 と同様であるが、アルミナ粉末(平均粒径 $1.0~\mu$ m) 100 重量部、アクリルバイダー 1.2 重量部およびアルコールからなる組成物を、スプレードライヤー法にて顆粒状にし、これを金型に入れて、平板状に成形して生成形体とし、この生成形体を1200 で、圧力 $200~kg/cm^2$  でホットプレスし、厚さ 3~mmのアルミナ基板を得た。

また、導電ペーストとしては、平均粒子径  $3 \mu$ mのタングステン粒子100 重 量部、アクリル系バインダ1.9 重量部、 $\alpha$ ーテルピオーネ溶媒を3.7 重量部、 分散剤0.2 重量部を混合して導電性ペーストとし、これを印刷した。導電ペー ストを印刷したセラミック基板を1000で加熱焼成して、タングステンを焼結 させた。

#### (実施例5)

5

基本的には実施例 4 と同様であるが、発熱体を扁平形状のものではなく、断面を厚さ 2 0  $\mu$ m×幅 2 0  $\mu$ mの正方形(アスペクト比 1)のものを用いた。(実施例 6)

基本的には実施例 4 と同様であるが、印刷条件を変え、発熱体も扁平形状のものではなく、断面を厚さ 5  $\mu$  m  $\times$  幅 7 2 mm(アスペクト比12000 )のものを用いた。

#### (実施例7)

25

基本的には実施例4と同様であるが、導電ペーストを印刷したグリーンシー

トの下側に24枚、上側に25枚積層し、発熱体をセラミック基板の中央に配置した例である。

#### (実施例8)

基本的には実施例1と同様であるが、ソルベストPS603Dに代えて、以下の組成をもつものを調整した。

銀粉 球状であり平均粒子径 5.0μm 100 重量部

金属酸化物 (酸化鉛、酸化亜鉛、シリカ、酸化ほう素、アルミナ、それぞれの重量比率は、 5/55/10/25/5 ) を 7.5重量部

面積抵抗率は、4 m Ω /□であった。

10 (実施例9)

5

20

- (1) 窒化アルミニウム粉末 (平均粒径1.1  $\mu$ m) 100 重量部、イットリア (酸化イットリウムのこと 平均粒径0.4  $\mu$ m) 4重量部、アクリルバイダー12 重量部およびアルコールからなる組成物を、スプレードライヤー法にて顆粒状にした。
- (2) 顆粒状粉末を金型に入れて、平板状に成形してグリーンシートを得た。このグリーンシートをドリル加工して、半導体ウェハー支持ピンを挿入する貫通 孔、熱電対を埋め込むための有底の穴を設けた。
  - (3) 前記グリーンシートを1800℃、圧力200 kg/cm² でホットプレスし、厚さ 3 mmの窒化アルミニウム基板を得た。これを直径210 mmの円状に切り出してセラミック基板1とした。
- さらに、このセラミック基板1に金属マスクを形成したのち、直径1µmの アルミナ粉によるサンドブラスト処理を実施し、発熱体形成位置に幅2.4 mm、

深さ $6\mu$ mの溝を設けた。

(4) (3) で得たセラミック基板1の溝に、スクリーン印刷にて導電ペーストを 25 印刷し発熱体となる金属粒子層を形成した。金属粒子層のパターンは、図1に 示すような同心円のパターンとした。導電ペーストは、プリント配線板のスル ーホール形成に使用されている徳力化学研究所製のソルベストPS603Dを

使用した。この導電ペーストは、銀/鉛ペーストであり、酸化鉛、酸化亜鉛、シリカ、酸化ホウ素、アルミナからなる金属酸化物(それぞれの重量比率は、5/55/10/25/5)を銀の量に対して7.5 重量%含むものである。また、銀の形状は平均粒径 $4.5~\mu$ mでリン片状のものを用いた。

- 5 (5) 金属粒子層を形成したセラミック基板を780 ℃で加熱焼成して、金属粒子層(導電ペースト)中の銀、鉛を焼結させるとともに、セラミック基板1上に焼き付けた。銀ー鉛の焼結体4によるパターンは、厚さが5 μm、幅2.4 mmであり、面積抵抗率が7.7 mΩ/□であった。
- (6) 硫酸ニッケル80g/1、次亜リン酸ナトリウム24g/1、酢酸ナトリウム12g/1、ホウ酸8g/1、塩化アンモニウム6g/1の濃度の水溶液からなる無電解ニッケルめっき浴に(5) のセラミック基板を焼成して、銀一鉛の焼結体4の表面に厚さ1μmのニッケル層5を析出させて発熱体とした。
  - (7) 電源との接続を確保するための端子ピンを取り付ける部分に、スクリーン 印刷1より、銀ー鉛はんだペーストを印刷してはんだ層(田中貴金属製)6を 形成した。ついで、はんだ層6の上にコバール製の端子ピンを載置して、420 でで加熱リフローし、端子ピンを発熱体の表面に取付けた(図6参照)。

この実施例では、図 6 (a) のように発熱体がセラミック基板内部に埋設されるも表面から露出した状態となる。また、図 6 (b) のような発熱体がセラミック基板の内部に一部埋設され、一部が露出した状態であってもよい。

20 この実施例において、実施例1、8と同様にして、応答時間、温度差、プル強度を測定した。その結果を表1に示す。

#### (比較例3)

15

25

基本的には実施例 1 と同様であるが、ソルベストPS603Dに酸化鉛、酸化亜鉛を加えて金属酸化物量を10 wt%に調整した。得られた発熱体の面積抵抗率は50 m $\Omega$ / $\square$ であった。

なお、実施例1から8 (実施例3除く)、比較例1から3について電圧印加 後の温度変化が確認されるまでの時間(応答時間)を測定した。また、表面温

度を600 ℃とした場合の加熱面の最高温度と最低温度の差を測定した。なお、実施例1, 8 については、2 mm $\times 2$  mmの領域でプル強度(単位はkg/2 mm $\square$ )を測定した。

その結果を表1にまとめて示す。

#### 5 表 1

10

15

25

	応答時間 (秒)	温度差 (℃)	プル強度 (kg/2 mm□)
実施例1	0.5	8	12.4
実施例 2	2. 0	9	
実施例4	1. 0	8	·
実施例 5	1. 6	1 5	
実施例 6	0.8	1 8	
実施例 7	0. 7	1 8	
実施例8	0. 7	1 8	6. 0
実施例 9	0.8	. 9	24.0
比較例1	2 4	1 5	
比較例 2	4 0	2 2	
比較例3	0.8	1 5	

#### 産業上の利用可能性

20 以上説明したように、本願発明のセラミックヒーターは、薄くかつ軽いので 実用的であり、とくに半導体産業の分野において、その製品を加熱乾燥するた めに用いられる。

また、本発明にかかるセラミックヒーターは、セラミック基板として、室化物セラミックまたは炭化物セラミックを使用し、かつ薄くしているため、電圧、電流量の変化に対する加熱面の温度追従性に優れており、温度制御しやすい。 さらに、加熱面の温度分布の均一性にも優れているので、半導体製品の効率的な乾燥ができる。

#### 請求の範囲

- 1. 窒化物セラミックまたは炭化物セラミックからなるセラミック基板の表面 に、発熱体を配設してなるセラミックヒーター。
- 5 2. 前記発熱体は、一部がセラミック基板中に埋設された状態に配設したこと を特徴とする請求の範囲1に記載のセラミックヒーター。
  - 3. 前記発熱体は、金属粒子の焼結体からなることを特徴とする請求の範囲 1 に記載のセラミックヒーター。
- 4. 前記発熱体は、金属粒子と金属酸化物との混合物焼結体からなることを特 10 徴とする請求の範囲1に記載のセラミックヒーター。
  - 5. 前記金属粒子は、貴金属,鉛,タングステン,モリブデンおよびニッケル から選ばれるいずれか1種以上を用いることを特徴とする請求の範囲1、2、3または4に記載のセラミックヒーター。
  - 6. 前記発熱体は、その表面が非酸化性の金属層で被覆されてなることを特徴 とする請求の範囲1、2、3、4または5に記載のセラミックヒーター。

15

25

- 7. 前記発熱体は、断面アスペクト比(発熱体の幅/発熱体の厚さ)が、10 ~1000の形状を示すことを特徴とする請求の範囲1、2、3、4、5 または6に記載のセラミックヒーター。
- 8. 窒化物セラミックまたは炭化物セラミックからなるセラミック基板の内部 20 に、断面アスペクト比(発熱体の幅/発熱体の厚さ)が10~10000で ある扁平形状の発熱体を配設したことを特徴とするセラミックヒーター。
  - 9. 窒化物セラミックまたは炭化物セラミックからなるセラミック基板の内部 に、扁平形状の発熱体を配設すると共に、その発熱体の配設位置を、基板の 中心から厚さ方向に偏芯した位置に配設し、かつその発熱体からは遠い側の 面を加熱面としたことを特徴とするセラミックヒーター。
  - 10. 前記発熱体は、金属粒子または導電性セラミックスの焼結体からなる請求の範囲8または9に記載のセラミックヒーター。

1 1. 前記発熱体は、タングステン、モリブデン、タングステンカーバイド、 モリブデンカーバイドである請求の範囲8または9に記載のセラミックヒー ター。

\* \* \* \* \*

- 12. 前記発熱体の偏芯程度は、基板の加熱面から50%を越え、100%未満までの位置である請求の範囲9に記載のセラミックスヒーター。
  - 13. 前記発熱体の断面アスペクト比(発熱体の幅/発熱体の厚さ)が、10 ~1000であることを特徴とする請求の範囲9に記載のセラミックヒーター。
- 14. 少なくとも下記①~③の工程を含むことを特徴とするセラミックヒータ10 ーの製造方法。
  - ①窒化物セラミック粉末または炭化物セラミック粉末を焼結して窒化物セラミックまたは炭化物セラミックからなる基板を成形する工程。
  - ②上記セラミック基板上に導電ペーストを印刷する工程。

5

15

20

- ③導電ペーストを加熱して焼結させ、上記セラミック基板の表面に発熱体を 形成する工程。
- 15. 前記工程②で用いる導電ペーストは、金属粒子と金属酸化物との混合ペーストを用いることを特徴とする請求の範囲14に記載の製造方法。
- 16. 前記工程③の後工程として、得られた発熱体表面に非酸化性金属のめっきを行うことにより金属被覆層を設けることを特徴とする請求項14に記載のヒーターの製造方法。
- 17. 少なくとも下記①~④の工程を含むことを特徴とするセラミックヒーターの製造方法。
  - ①窒化物セラミック粉末または炭化物セラミック粉体を成形して窒化物セラミックまたは炭化物セラミックのグリーンシートを得る工程。
- 25 ②上記室化物セラミックまたは炭化物セラミックのグリーンシートの表面に、 金属粒子単独または金属酸化物との混合物からなる導電ペーストを印刷する 工程。

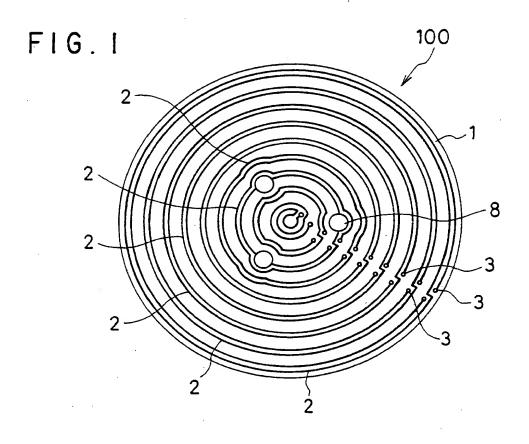
- ③導電ペースト印刷済みグリーンシートと、工程①と同様に処理して得られた他のグリーンシートとを1枚以上を積層する工程。
- ④加熱加圧してグリーンシートおよび導電ペーストを焼結する工程。
- 18. 工程②で得られた導電ペースト印刷済みグリーンシートの上側および下 側に、工程①と同様の工程で得られたグリーンシートを積層するに当たって、 上側と下側のグリーンシートの枚数の比率を1/1から1/99の範囲とす る請求の範囲17に記載の製造方法。
  - 19. 金属粒子と金属酸化物との混合物からなるセラミックヒータの発熱体用 導電ペースト。
- 20. 前記金属粒子は、貴金属または鉛, タングステン, モリブデンおよびニッケルから選ばれるいずれか1種以上であることを特徴とする請求の範囲1 9に記載の導電ペースト。
  - 21. 前記金属酸化物は、酸化鉛、酸化亜鉛、酸化けい素、酸化ホウ素、酸化 アルミニウム、酸化イットリウム、酸化チタンから選ばれる1種以上である
- 15 請求の範囲19に記載の導電ペースト。
  - 22. 前記混合物は、金属粒子に対して金属酸化物を0.1 wt%から10 wt%未 満の割合を含有することを特徴とする請求の範囲19に記載の導電ペースト。
  - 23. 前記金属粒子は、平均粒子径が 0.1~100 μmであることを特徴とする請求の範囲 19 に記載の導電ペースト。
- 20 24. 前記金属粒子は、リン片形状、もしくは球状とリン片状との混合物であることを特徴とする請求の範囲19に記載の導電ペースト。

#### 要約書

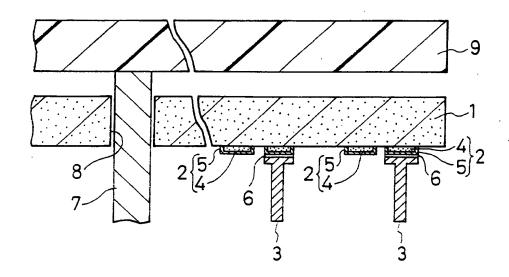
温度制御しやすく、薄くて軽いセラミックヒーターと、このヒーターに用いる発熱体形成用導電ペーストを提供することを目的とし、窒化物セラミックまたは炭化物セラミックからなるセラミック基板の表面もしくは内部に、金属粒子と、必要に応じ混合される金属酸化物とを焼結して形成した発熱体を設けてなることを特徴とする。

また、かかる導電ペーストとしては、金属粒子と金属酸化物を混合してなるペーストを用いる。

1/3



F1G.2



514 Rec'd PCT/PTO 0 5 JAN 2000

2/3

FIG.3

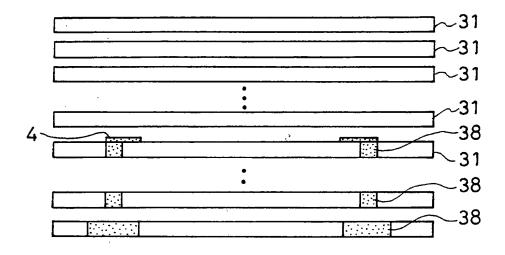
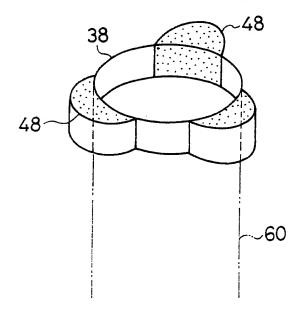


FIG.4



514 Rec't CT/PTO 0 5 JAN 2000

## 514 Reo'd PCTIPTO 0 5 JAN 2019

3/3

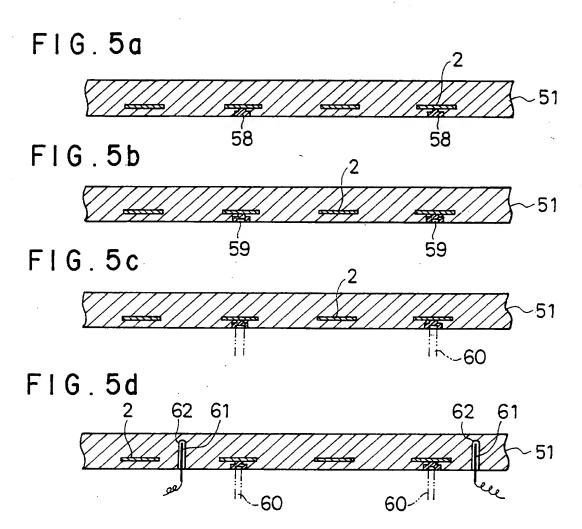


FIG.6a

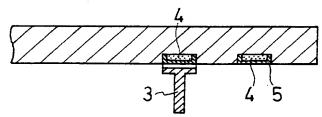


FIG.6b

# 514 Rec'd PCT/PTO D 5 JAN 2000

#### (TRANSLATION)

Reference No.:12-107

Mailing No.:139534

Mailing Date: May 14, 2002

#### NOTICE OF GROUND FOR REJECTION

Re: Patent Application No.2000-174568

Drafting Date: April 30, 2002

From: SHIBANUMA Masaki, Examiner of Patent Office 7523 3S00
To: Junzo OGAWA, Representative for Applicant of Patent (and one other)

Applied clauses: Sections 29 (2), 36 and 37

This application is deemed to be rejected on the following grounds. If the applicant has any objection against this, an argument must be filed within 60 days.

#### GROUND ·

1. The inventions relating to the following claims of this application are found to be easily inventable to the person of ordinary knowledge in the art, based on the inventions disclosed in the paper publications distributed in Japan or in the foreign countries prior to the filing date of this application, and the present application cannot be allowed by virtue of the provisions of Sec.29 (2) of Patent Law:

REMARKS (see the list of Cited Literatures)

(1) As to Claim 1

Cited literatures 1-3

It is a known technique to use the face on the side far from the embedded heat generator of a ceramic substrate as a working plane (see Cited literatures 1-3, if necessary).

(2) As to Claims 2, 3

Cited literatures 1-4

Cited literature 4 describes, as an example (see Table 1), ceramic heaters

	_		•
			•
		ų.	
·		 	·
	·	 	
	,	 	
	,	 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	,		
	,		

having aspect ratios of 800 and 1000.

#### (3) Claims 4, 5

#### Cited literature 1

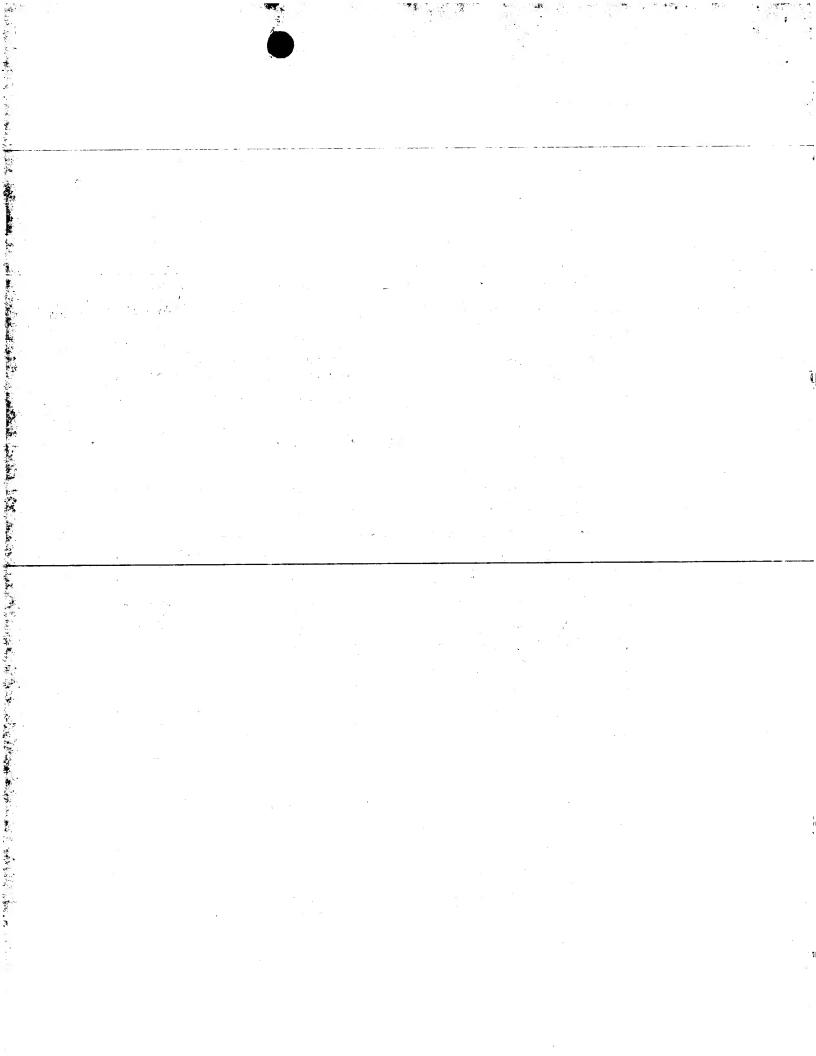
A method of manufacturing and inspecting a ceramic substrate for a semiconductor manufacturing and inspecting device by laminating green sheets and sintering together with a printed conductive paste is known, and Cited literature 1 describes that "within such a range that the ratio of a number of green sheets is  $1/1 \sim 1/100$ ".

2. The detailed explanation of the invention does not fulfill the provisions under Article 36, Item 4 of the Japanese Patent Law in the following points.

#### REMARKS

- (1) At Paragraph [0031] the description that "in case of laminating each of more than one layer of two kinds of green sheets, it is important that a number of green sheets to be laminated on the upper side (meaning the side of a heating face) of green sheets with a paste (2) is more reduced than a number of green sheets (1) to be laminated on the lower side, and that the embedding position of a heat generator 2 is decentered toward the thickness direction. Concretely speaking, there are laminated 20-50 sheets on the upper side and 5-20 sheets on the lower side" is inconsistent and incomprehensible in context. Does not it mean that "a number of green sheets to be laminated on the upper side (meaning the side of a heating face) is more increased than a number of green sheets (1) to be laminated on the lower side"?
- At Paragraph [0009], there is described that "said conductor is preferably a heat generator for heaters and sceptors and an electrode for electrostatic chucks and wafer provers," but at Paragraph [0051], as an example of the electrostatic chuck, there is described that "to the green sheet after finishing the above treatment are laminated 34 green sheets on the upper side (heating face) and 13 green sheets on the lower side, further laminated a green sheet which is printed with a conductor paste layer consisting of an electrostatic electrode pattern thereon, and further laminated two green sheets which is not printed with a tungsten paste thereon," so that both the descriptions are incoherent to each other. Viewed from the subject and technical sense, the point of "making the face on the side far from the embedded position as a working plane" is not included in the present invention.

Therefore, the detailed explanation of the present invention is not clearly



and sufficiently described to the extent where the inventions as claimed in Claims 1-3 and 5 can be carried out.

3. This application does not fulfill the provisions under Article 36, Item 6, No.3 of the Japanese Patent Law.

#### **REMARKS**

- (1) Claim 3 refers to Claim 1, but is not it possible that an electrode for an electrostatic chuck or a wafer prover "constructs the plane on the side far from the embedding position as a working plane"?
- (2) "Pase and printed green sheet" in Claim 5 is not clear in meaning. Dose not it mean "paste printed green sheet"? (This belongs to the Japanese wording.)
- (3) The description of "a method of manufacturing a ceramic substrate according to Claim 3" in Claim 5 is not clear in meaning. The invention claimed in Claim 3 relates to "ceramic substrate" and is incoherent.

Therefore, the inventions according to Claims 3 and 5 are not clear.

Any grounds for rejections are not found at the present moment as to the invention(s) according to the other claims than the claims pointed out in this Notice Of Ground For Rejection. If any grounds for rejections are newly found, they will be noticed.

#### LIST OF REFERENCES

1.JP-A-11-074064

2.JP-A-07-263530

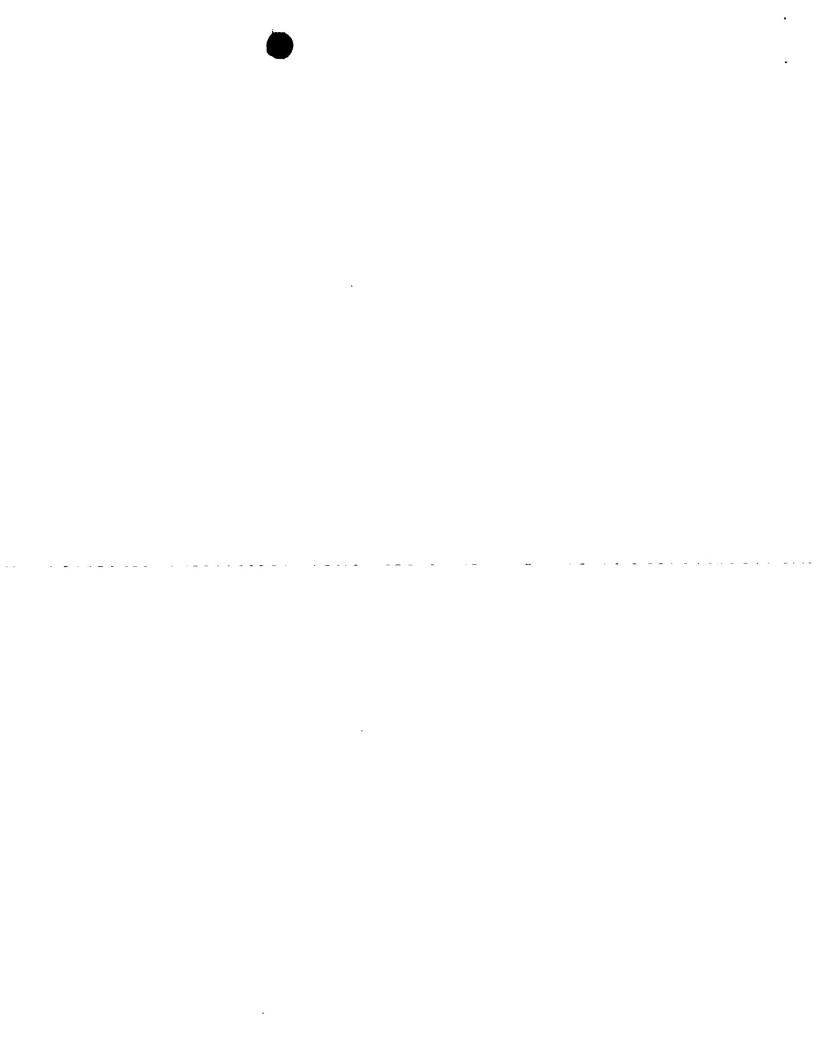
3.JP-A-07-307377

4.JP-A-09-306642

#### RECORD OF SEARCH RESULT FOR PRIOR ART REFERENCES

Genre in which a search was conducted: IPC Version 7, H01L21/68, H01L21/66, H05/B3/18

This record of search result for prior art references does not constitute grounds for rejection.



Inquire about the contents of this Notice of Ground for Rejection to:

Division for Transporting and Setting-Up (Setting-Up and Manufacturing) in Second

Department of Patent Examination

Telephone No.: 03(3581)1101 (x6160)

### 7 発送番号 139534 発送日 平成14年 5月14日 1/3 才巨糸色 王里 白 3 通 矢口 音

特許出願の番号

特願2000-174568

起案日

平成14年 4月30日

特許庁審査官

柴沼 雅樹

7523 3500

特許出願人代理人

小川 順三(外 1名) 様

適用条文

第29条第2項、第36条、第37条

MAY. 15. 2002

OGAWA-NAKAMURA

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

#### 理由

1この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

### 記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

(1)請求項1について

引用文献1-3

均一に加熱するためにセラミック基板の埋設発熱体から遠い側の面を作業面とすることは周知の技術である(必要なら引用文献1-3参照)。

(2)請求項2, 3について

引用文献1-4

引用文献4には実施例として(表1参照)、アスペクト比800,1000の セラミックヒータが記載されている。

(3)請求項4,5について

引用文献1

グリーンシートを積層し、印刷した導電ペーストとともに焼結する半導体製造・検査装置用セラミック基板の製造方法は周知のものであり、「上側と下側のグリーンシートの枚数の比率を1/1~1/100の範囲内」としたものは引用文献1に記載されている。

2. この出願は、発明の詳細な説明の記載が下記の点で、特許法第36条第4項に規定する要件を満たしていない。

記

- (1) 段落 [0031] における「2種類のグリーンシートを各1層以上積層する場合は、(2) のペーストつきグリーンシートの上側(加熱面側の意味)に積層されるグリーンシートの数を、下側に積層される(1) のグリーンシートの数よりも少なくして、発熱体2の埋設位置を厚さ方向に偏芯させることが重要である。具体的には、上側に20~50枚、下側に5~20枚を積層する」との記載は、前後で矛盾しており意味が不明である。「上側(加熱面側の意味)に積層されるグリーンシートの数を、下側に積層される(1) のグリーンシートの数よりも多くして」の誤りではないか。
- (2) 段落「0009]には、「前記導電体は、ヒーター用、サセプター用の発熱体、静電チャック用、ウエハプローバ用の電極であることが好ましい」と記載されているが、段落[0051]には静電チャックの実施例として「上記処理の終わったグリーンシートに、さらに、タングステンペーストを印刷しないグリーンシートを上側(加熱面)に34枚、下側に13枚積層し、その上に静電電極パターンからなる導体ペースト層を印刷したグリーンシートを積層し、さらにその上にタングステンペーストを印刷していないグリーンシートを2枚積層し」たことが記載されており、両者は整合しない。そもそも、本願発明の課題、および技術常識からすれば、静電チャック用やウエハプローバ用の電極の「埋設位置から遠い側の面を作業面とした」ことは本件発明には含まれていないのではないか。

よって、この出願の発明の詳細な説明は、当業者が請求項1-3,5に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されていない。

3. この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第 2号に規定する要件を満たしていない。

#### 記

- (1)請求項3は請求項1を引用しているが、静電チャック用やウエハプローバ 用の電極が、その「埋設位置から遠い側の面を作業面として構成」することはあ りえないのではないか。
- (2)請求項5における「ペースと印刷済みグリーンシート」は意味不明である。「ペースト印刷済みグリーンシート」の誤りではないか。
- (3)請求項5における「請求項3に記載のセラミック基板の製造方法」の記載 は意味が不明である。請求項3記載の発明は「セラミック基板」に係るものであ り、整合しない。

よって、請求項3,5に係る発明は明確でない。

この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、



現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には 拒絶の理由が通知される。

#### 引用文献等一覧

- 1. 特開平11-074064号公報
- 2. 特開平 0 7 2 6 3 5 3 0 号公報
- 3. 特開平 0 7 3 0 7 3 7 7 号公報
- 4.特開平09-306642号公報

#### 先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野 IPC第7版 H01L21/68, H01L21/66, H05B3/18

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

この拒絶理由について問い合わせがあるときは、特許審査第二部組立製造 (TEL03-3581-1101内線6160) までご連絡ください。

#### (TRANSLATION)

Reference No.:12-108

Mailing No.:139533

Mailing Date: May 14, 2002

#### NOTICE OF GROUND FOR REJECTION

Re: Patent Application No.2000-174567

Drafting Date: April 30, 2002

From: SHIBANUMA Masaki, Examiner of Patent Office 7523 3S00
To: Junzo OGAWA, Representative for Applicant of Patent (and one other)

Applied clauses: Sections 29 (2) and 36

This application is deemed to be rejected on the following grounds. If the applicant has any objection against this, an argument must be filed within 60 days.

#### **GROUND**

1. The inventions relating to the following claims of this application are found to be easily inventable to the person of ordinary knowledge in the art, based on the inventions disclosed in the paper publications distributed in Japan or in the foreign countries prior to the filing date of this application, and the present application cannot be allowed by virtue of the provisions of Sec.29 (2) of Patent Law:

REMARKS (see the list of cited literatures)

(1) As to Claims 1, 2

Cited literature 1

Cited literature 1 describes, as an example (see Table 1), ceramic heaters having aspect ratios of 800 and 1000, and the point of applying said ceramic heater to a device for manufacturing and inspecting a semiconductor is considered to have no difficulty (in the first place, it is a known technique to print an electrode pattern on a ceramic substrate and embed it).

(2) As to Claims 3, 4

Cited literatures 1-4

It is known technique to use the face on the side far from the embedded heat generator of a ceramic substrate as a working plane (see Cited literatures 2-4, if necessary).

2. This application does not fulfill the condition under Article 36, Item 4 of the Japanese Patent Law.

#### REMARKS

At Paragraph [0029] the description that "in case of laminating each of more than one layer of two kinds of green sheets, it is important that a number of green sheets to be laminated on the upper side (meaning the side of a heating face) of green sheets with a paste (2) is more reduced than a number of green sheets (1) to be laminated on the lower side, and that the embedding position of a heat generator 2 is decentered toward the thickness direction. Concretely speaking, there are laminated 20-50 sheets on the upper side and 5-20 sheets on the lower side" is inconsistent and incomprehensible in context. Does not it mean that "a number of green sheets to be laminated on the upper side (meaning the side of a heating face) is more increased than a number of green sheets (1) to be laminated on the lower side"?

Therefore, the detailed explanation of the invention is not clearly and sufficiently described to the extent where those skilled in the art can carry out the inventions relating to Claims 1-4.

3. This application does not fulfill the provisions under Article 36, Item 6, No. 2 of the Japanese Patent Law.

#### **REMARKS**

Do "conductor" and "heat generator" in Claim 3 indicate different ones, or the same?

Therefore, the invention according to Claim 3 is not clear.

Any grounds for rejections are not found at the present moment as to the invention(s) according to the other claims than the claims pointed out in this Notice Of Ground For Rejection. If any grounds for rejections are newly found, they will be noticed.

#### LIST OF REFERENCES

1.JP-A-09-306642

2.JP-A-11-074064

3.JP-A-07-263530

4.JP-A-07-307377

#### RECORD OF SEARCH RESULT FOR PRIOR ART REFERENCES

• Genre in which a search was conducted: IPC Version 7, H01L21/68, H01L21/66, H05/B3/18

This record of search result for prior art references does not constitute grounds for rejection.

Inquire about the contents of this Notice of Ground for Rejection to:

Division for Transporting and Setting-Up (Setting-Up and Manufacturing) in Second

Department of Patent Examination

Telephone No.: 03(3581)1101 (x6160)

整理番号 12-108

# 発送番号 139533 発送日 平成14年 5月14日 1/3

拒絕理由通知書

特許出願の番号

特願2000-174567

起案日

平成14年 4月30日

特許庁審査官

柴沼 雅樹

7523 3S00

特許出願人代理人

小川 順三(外 1名) 様

適用条文

第29条第2項、第36条

MAY. 1 5. 2002 .

OGAWA-NAKAMURA

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

#### 理由

1. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

### 記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

(1)請求項1,2について

#### 引用文献1

引用文献1には実施例として(表1参照)、アスペクト比800,1000のセラミックヒータが記載されており、該セラミックヒータを半導体製造・検査装置用に適用した点に格別の困難性は認められない(そもそもセラミック基板に電極パターンを印刷して埋設することは周知の技術である)。

(2)請求項3,4について

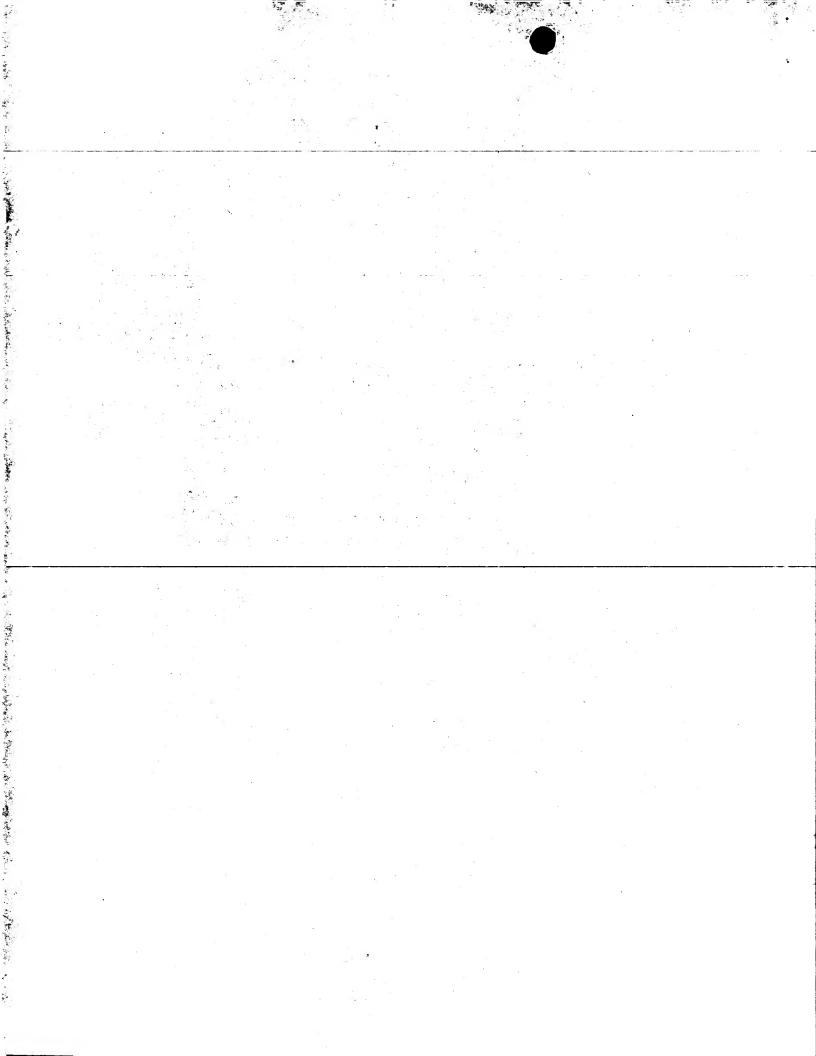
#### 引用文献1-4

均一に加熱するためにセラミック基板の埋設発熱体から遠い側の面を作業面と することは周知の技術である(必要なら引用文献2-4等参照)。

2. この出願は、発明の詳細な説明の記載が下記の点で、特許法第36条第4項に規定する要件を満たしていない。

#### 記

段落 [0029] における [2 種類のグリーンシートを各 1 層以上積層する場合は、(2) のペーストつきグリーンシートの上側(加熱面側の意味)に積層され



るグリーンシートの数を、下側に積層される(1) のグリーンシートの数よりも少なくして、発熱体2の埋設位置を厚さ方向に偏芯させることが重要である。具体的には、上側に20~50枚、下側に5~20枚を積層する」との記載は、前後で矛盾しており意味が不明である。「上側(加熱面側の意味)に積層されるグリーンシートの数を、下側に積層される(1) のグリーンシートの数よりも多くして」の誤りではないか。

よって、この出願の発明の詳細な説明は、当業者が請求項1-4に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されていない。

3. この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。

#### 記

請求項3における「導電体」と「発熱体」とは異なるものを指すのか、それと も同一のものか。この記載では発明を特定できない。

よって、請求項3に係る発明は明確でない。

この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、 現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には 拒絶の理由が通知される。

#### 引用文献等一覧

- 1.特開平09-306642号公報
- 2. 特開平11-074064号公報
- 3. 特開平 0 7 2 6 3 5 3 0 号公報
- 4. 特開平07-307377号公報

### 先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野 IPC第7版 H01L21/68, H01L21/66, H05B3/18

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

この拒絶理由について問い合わせがあるときは、特許審査第二部組立製造(T

EL03-3581-1101内線6160) までご連絡ください。

#### (TRANSLATION)

Reference No.:12-109

Mailing No.:139518

Mailing Date: May 14, 2002

#### NOTICE OF GROUND FOR REJECTION

Re: Patent Application No.2000-174566

Drafting Date: April 30, 2002

From: SHIBANUMA Masaki, Examiner of Patent Office 7523 3S00
To: Junzo OGAWA, Representative for Applicant of Patent (and one other)

Applied clauses: Sections 29 (2)

This application is deemed to be rejected on the following grounds. If the applicant has any objection against this, an argument must be filed within 60 days.

#### **GROUND**

The inventions relating to the following claims of this application are found to be easily inventable to the person of ordinary knowledge in the art, based on the inventions disclosed in the paper publications distributed in Japan or in the foreign countries prior to the filing date of this application, and the present application cannot be allowed by virtue of the provisions of Sec.29 (2) of Patent Law:

REMARKS (see the list of cited literatures)

As to Claims 1-3

Cited literatures 1-3

Since ceramic heaters and the like embedding a sheet-like conductor consisting of conductive ceramics therein have been known (see cited literatures 2 and 3, if necessary), it can easily be conceived by those skilled in the art that the present invention is made by applying the known construction to the cited literature 1.

Any grounds for rejections are not found at the present moment as to the invention(s) according to the other claims than the claims pointed out in this Notice Of Ground For Rejection. If any grounds for rejections are newly found, they will be noticed.

					•
					•
		•			
	 · <del>-</del>				
~ <b></b>	 			- <del> </del>	- , - ,
<b>~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ </b>	 · <b>- ·</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u></u>		
~ • • • • • • · · · · · · · · · · · · ·					

#### LIST OF REFERENCES

1.JP-A-11-012053 2.JP-A-11-074336 3.JP-A-4-324276

### RECORD OF SEARCH RESULT FOR PRIOR ART REFERENCES

• Genre in which a search was conducted: IPC Version 7, H01L21/68, H01L21/66, H05/B3/18

This record of search result for prior art references does not constitute grounds for rejection.

Inquire about the contents of this Notice of Ground for Rejection to:

Division for Transporting and Setting-Up (Setting-Up and Manufacturing) in Second
Department of Patent Examination
Telephone No.: 03(3581)1101 (x6160)

整理番号 12-109

発送番号 139518

発送日 平成14年 5月14日 1/ 2

### 拒絶理由通知書

特許出願の番号

特願2000-174566

起案日

平成14年 4月30日

特許庁審査官

柴沼 雅樹

7523 3S00

特許出願人代理人

小川 順三(外 1名) 様

適用条文

第29条第2項

MAY. 1 5. 2002

OGAWA-NAKAMURA

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

#### 理 由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において 頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属 する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができた ものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができな い。

#### 記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

請求項1-3について

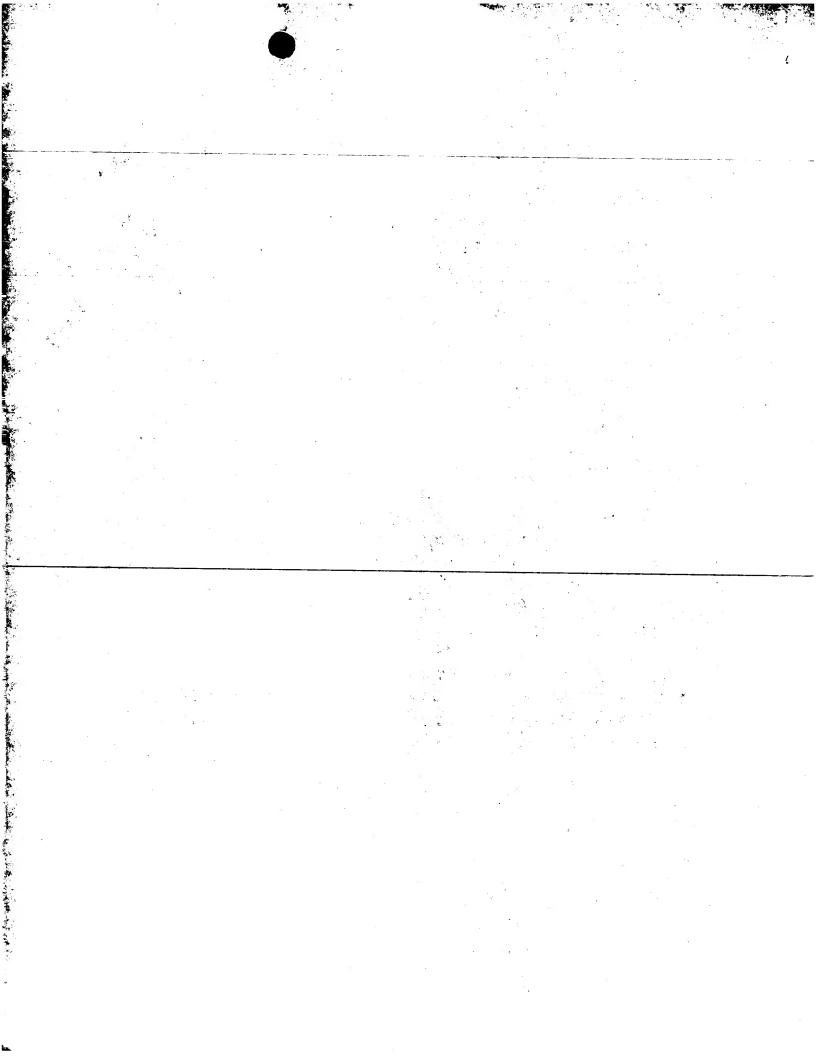
引用文献1-3

導電性セラミックからなる板状の導電体を埋設したセラミックヒータ等は周知のものであり(必要なら引用文献2,3等参照)、該周知の構成を引用文献1記載のものに適用して本件発明のようになしたことは、当業者の容易に想到しえたことと認められる。

この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、 現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には 拒絶の理由が通知される。

### 引用文献等一覧

- 1.特開平11-012053号公報
- 2. 特開平11-074336号公報
- 3. 特開平 0 4 3 2 4 2 7 6 号公報



・調査した分野 IPC第7版 H01L21/68, H01L21/66, H05B3/18

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

この拒絶理由について問い合わせがあるときは、特許審査第二部組立製造 (TEL03-3581-1101内線6160) までご連絡ください。

#### (TRANSLATION)

Reference No.:12-110

Mailing No.:139525

Mailing Date: May 14, 2002

#### NOTICE OF GROUND FOR REJECTION

Re: Patent Application No.2000-174574

Drafting Date: April 30, 2002

From: SHIBANUMA Masaki, Examiner of Patent Office 7523 3S00
To: Junzo OGAWA, Representative for Applicant of Patent (and one other)

Applied clauses: Sections 29 (2)

This application is deemed to be rejected on the following grounds. If the applicant has any objection against this, an argument must be filed within 60 days.

#### **GROUND**

The inventions relating to the following claims of this application are found to be easily inventable to the person of ordinary knowledge in the art, based on the inventions disclosed in the paper publications distributed in Japan or in the foreign countries prior to the filing date of this application, and the present application cannot be allowed by virtue of the provisions of Sec.29 (2) of Patent Law:

REMARKS (see the list of cited literatures)
As to Claim 1

Cited literature 1

It is considered that the metallized layer described in cited literature 1 corresponds to the conductive layer in the present invention.

(2) As to Claim 2

Cited literatures 1, 2

Cited literature 2 describes "conductive connecting pad."

#### (3) As to Claims 3-5

#### Cited literatures 1-3

Cited literature 3 describes "a conductive supporting member consisting of more than two."

Any grounds for rejections are not found at the present moment as to the invention(s) according to the other claims than the claims pointed out in this Notice Of Ground For Rejection. If any grounds for rejections are newly found, they will be noticed.

#### LIST OF REFERENCES

1.JP-A-08-306629 2.JP-A-11-12053 3.JP-A-9-213455

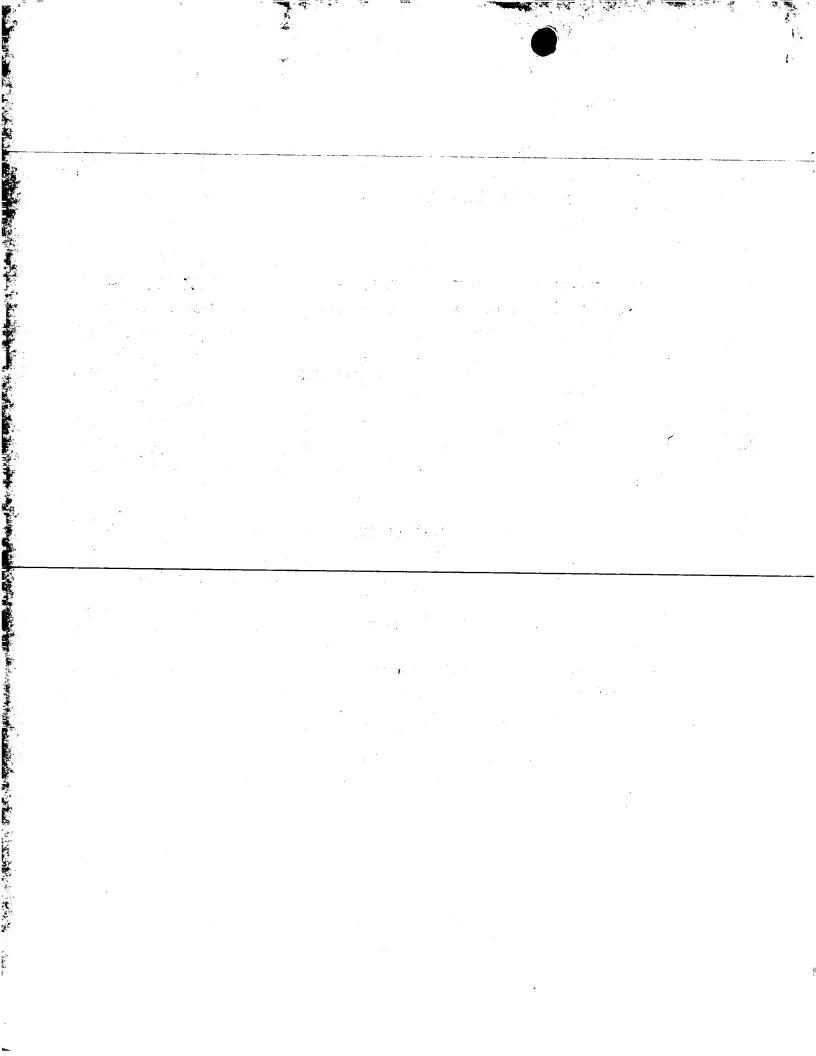
#### RECORD OF SEARCH RESULT FOR PRIOR ART REFERENCES

- Genre in which a search was conducted: IPC Version 7, H01L21/68, H01L21/66, H05/B3/18
- Prior art references: JP-A-10-189696, JP-A-9-172055

This record of search result for prior art references does not constitute grounds for rejection.

Inquire about the contents of this Notice of Ground for Rejection to:
Division for Transporting and Setting-Up (Setting-Up and Manufacturing) in Second
Department of Patent Examination

Telephone No.: 03(3581)1101 (x6160)



整理番号 12-110

発送番号 139525

発送日 平成14年 5月14日 1/ 2

拒絶理由通知書

特許出願の番号

特願2000-174574

起案日

平成14年 4月30日

特許庁審査官

柴沼 雅樹

7523 3S00

特許出願人代理人

小川 順三(外 1名) 様

適用条文

第29条第2項

RECEIVED
MAY 1 5. 2002
OGAWA-NAKAMURA

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見が あれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

#### 理由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において 頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属 する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができた ものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができな い。

### 記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

(1)請求項1について

引用文献1

引用文献1記載のメタライズ層が本件発明における導電層に相当するものと認められる。

(2)請求項2について

引用文献1,2

引用文献2には、「導電性接続パッド」が記載されている。

(3)請求項3-5について

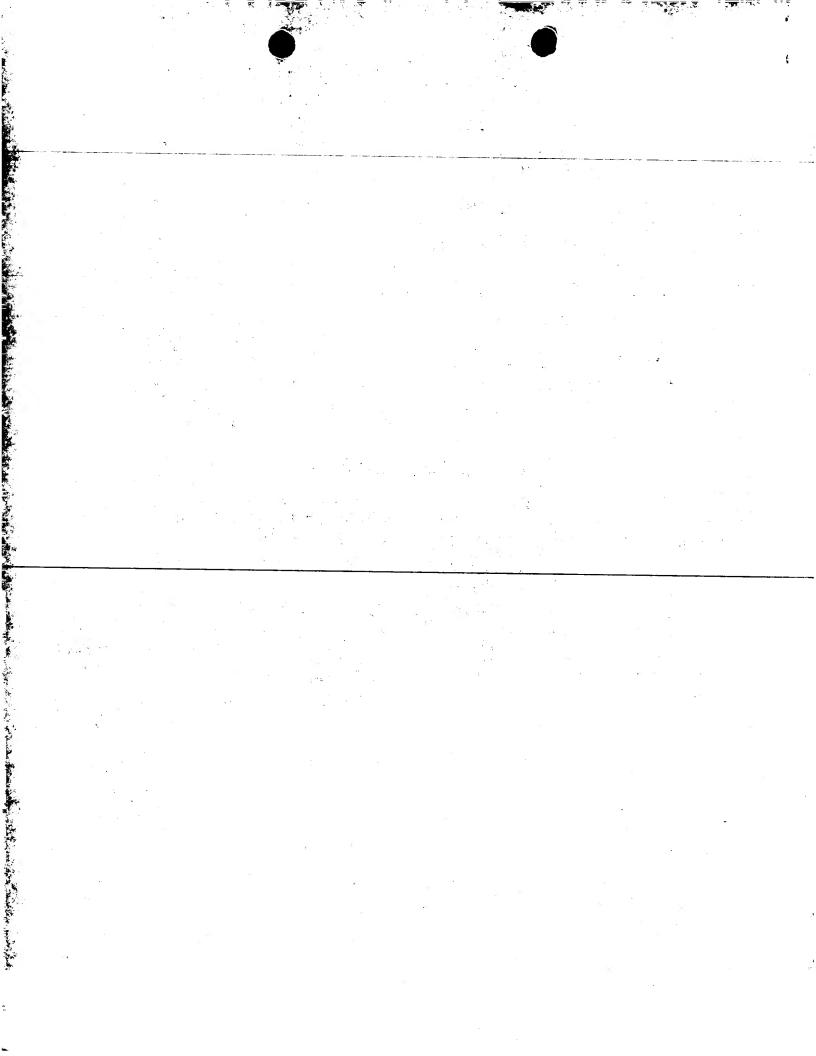
引用文献1-3

引用文献3には、「2個以上からなる導電性支持部材」が記載されている。

この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、 現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には 拒絶の理由が通知される。

#### 引用文献等一覧

1. 特開平 08 - 306629号公報



- 2. 特開平11-12053号公報
- 3.特開平9-213455号公報

### 先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野 IPC第7版 HO1L21/68, HO1L21/66,

H05B3/18

・先行技術文献 特開平10-189696号

特開平9-172055号

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

この拒絶理由について問い合わせがあるときは、特許審査第二部組立製造 (T E L 03-3581-1101内線6160) までご連絡ください。

(TRANSLATION)

Reference No.:12-111

Mailing No.:139535

Mailing Date: May 14, 2002

#### NOTICE OF GROUND FOR REJECTION

Re: Patent Application No.2000-174569

Drafting Date: April 30, 2002

From: SHIBANUMA Masaki, Examiner of Patent Office 7523 3S00
To: Junzo OGAWA, Representative for Applicant of Patent (and one other)

Applied clauses: Sections 29 (2)

This application is deemed to be rejected on the following grounds. If the applicant has any objection against this, an argument must be filed within 60 days.

#### **GROUND**

The inventions relating to the following claims of this application are found to be easily inventable to the person of ordinary knowledge in the art, based on the inventions disclosed in the paper publications distributed in Japan or in the foreign countries prior to the filing date of this application, and the present application cannot be allowed by virtue of the provisions of Sec.29 (2) of Patent Law:

REMARKS (see the list of cited literatures)

(1) As to Claim 1

Cited literature 1 or 2

The atmosphere protector described in Cited literature 2 is also joined with a terminal and a conductive brazing filler metal, so that it does not substantially different from the connecting pad according to the present invention.

(2) As to Claims 2, 3

Cited literature 1 or 2, and cited literature 3

It is a known technique to fix a conductive connecting terminal (pad) connected to a embedded conductor and a pin for connecting an external terminal via a brazing filler metal and to electrically connect them (see Cited literature 3 and the like, if necessary).

Any grounds for rejections are not found at the present moment as to the invention(s) according to the other claims than the claims pointed out in this Notice Of Ground For Rejection. If any grounds for rejections are newly found, they will be noticed.

#### LIST OF REFERENCES

1.JP-A-09-172055 2.JP-A-11-012053 3.JP-A-10-189696

#### RECORD OF SEARCH RESULT FOR PRIOR ART REFERENCES

- Genre in which a search was conducted: IPC Version 7, H01L21/68, H01L21/66
  .H05/B3/18
- Prior art references: JP-A-8-306629

This record of search result for prior art references does not constitute grounds for rejection.

Inquire about the contents of this Notice of Ground for Rejection to:
Division for Transporting and Setting-Up (Setting-Up and Manufacturing) in Second
Department of Patent Examination
Telephone No.: 03(3581)1101 (x6160)

整理番号 12-111

発送番号 139535

発送日 平成14年 5月14日 1/ 2

拒絶理由通知書

特許出願の番号

特願2000-174569

起案日

平成14年 4月30日

特許广審查官

柴沼 雅樹

7523 3500

特許出願人代理人

小川 順三(外 1名) 様

適用条文

第29条第2項

RECEIVED

MAY. 1 5. 2002

OGAWA-NAKAMURA

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

#### 理 由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において 頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属 する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができた ものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができな い。

### 記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

(1)請求項1について

引用文献1または2

引用文献2記載の雰囲気保護体も端子と導電性ろう材によって接合されているから、本件発明における接続パッドと実質的に差違がないものと認められる。

(2)請求項2,3について

引用文献1または2、および引用文献3

埋設導電体と接続された導電性接続端子(パッド)と外部端子接続用ピンとを ろう材を介して固定し、電気的に接続することは周知の技術である(必要なら引 用文献3等参照)。

この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、 現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には 拒絶の理由が通知される。

#### 引用文献等一覧

- 1.特開平09-172055号公報
- 2. 特開平11-012053号公報

### 3.特開平10-189696号公報

### 先行技術文献調査結果の記録

- ・調査した分野 IPC第7版 H01L21/68, H01L21/66, H05B3/18
- ・先行技術文献 特開平8-306629号 この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

この拒絶理由について問い合わせがあるときは、特許審査第二部組立製造 (T E L 03-3581-1101内線6160) までご連絡ください。